

環境省 水質汚濁に係る環境基準

環 境 庁 告 示 第 59 号
第 2 公 共 用 水 域 の 水 質 の 測 定 方 法 等
別 表 1 人 の 健 康 の 保 護 に 関 す る 環 境 基 準

付表 6 シマジン・チオベンカルブの測定方法（2023 年）

技術参考書（第 2 版）

一般社団法人 日本環境測定分析協会
一般社団法人 日本環境化学会
ヘリウム代替ガス研究委員会

2025 年 3 月

目次

| | |
|------------------------------------|----|
| 1.はじめに | 1 |
| 2.使用試薬及び機材 | 2 |
| 2.1.標準試薬と物質情報..... | 2 |
| 2.2.固相カラム | 3 |
| 2.3.キャピラリーカラム..... | 3 |
| 2.4.ガスクロマトグラフ質量分析計（GC-MS 装置） | 3 |
| 3.前処理条件 | 5 |
| 4.測定条件 | 7 |
| 5.測定結果..... | 10 |
| 5.1.クロマトグラム | 10 |
| 5.2.マススペクトル | 17 |
| 5.3 その他の測定情報 | 21 |
| 6.水素ガス使用時の留意事項..... | 30 |
| 6.1 供給元の漏洩に気を付ける | 30 |
| 6.2 装置からの漏洩に気を付ける | 30 |
| 7.その他 | 32 |
| 7.1 使用する水素ガスの純度や水分 | 32 |
| 7.2 異なるマススペクトル | 32 |
| 7.3 その他 | 32 |
| 8.各種連絡先 | 33 |

ヘリウム代替ガス研究委員会 五十音順

| 役職 | 団体名 | 氏名 | 作業分担 | 入会年月 |
|----------------------|--|-----------------|---|-------------------|
| 委員長 | 国立研究開発法人 国立環境研究所 一般社団法人 日本環境化学会 学校法人 東京理科大学 環境安全センター | 柴田 康行 | | |
| 副委員長 | 国立研究開発法人 国立環境研究所 一般社団法人 日本環境化学会 | 鈴木 規之 | | |
| 一般社団法人日本環境測定分析協会正会員 | いであ 株式会社 | 久米 智久・松村 徹 | 技術事務局、模擬試料の作製 | 2020年7月 (結成当初) |
| | エヌエス 環境株式会社 | 小野寺 明 | | |
| | 株式会社 上総環境調査センター | 佐藤 充昭 | | |
| | 株式会社 環境管理センター | 竹内 英樹・清水 重雄 | 模擬試料の前処理、模擬試料のGC-MS測定 | |
| | 株式会社 環境技研 | 篠原 政登 | | |
| | 株式会社 環境技術研究所 | 小柳 伸彦 | | |
| | 一般財団法人 関西環境管理技術センター | 瀬野 雅之 | | |
| | 株式会社 クレハ分析センター | 渡辺 健一 | | |
| | 島津テクノリサーチ 株式会社 | 上東 浩 | | |
| | 一般財団法人 上越環境科学センター | 北川 陽 | | |
| | 株式会社 ズコーシャ | 佐藤 智行 | | |
| | 株式会社 高見沢分析化学研究所 | 佐藤 英樹 | | |
| | 中外テクノス 株式会社 | 堀井 一一名 | 模擬試料の前処理 | |
| | 一般財団法人 東海技術センター | 土屋 忍・河野 達郎 | | |
| | 株式会社 東海テクノ | 小笠原 英城 | | |
| | 東北緑化環境保全 株式会社 | 豊田 邦孝 | | |
| | 東和環境科学 株式会社 | 天満 尚治 | | |
| | 内藤環境管理 株式会社 | 戸邊 真一 | | |
| | 株式会社 分析センター | 川本 範之 | | |
| | 一般財団法人 三重県環境保全事業団 | 古川 浩司 | 模擬試料の前処理 | |
| | ラボテック 株式会社 | 川尻 哲郎 | | |
| | 株式会社 大和環境分析センター | 島村 唯史 | | |
| 一般社団法人日本環境測定分析協会賛助会員 | アジレント・テクノロジー 株式会社 | 笠松 隆志・高桑 裕史 | 固相カラムの提供、キャビラリーカラムの提供、標準試料のGC-MS、模擬試料のGC-MS測定 | |
| | 大塚製薬 株式会社 | 藤峰 廉徳 | | |
| | 高圧ガス工業 株式会社 | 櫻井 隆 | | |
| | サーモフィッシュ・サイエンティフィック 株式会社 | 外池 一博・山本 五秋 | 標準試料のGC-MS測定 | |
| | ジーエルサイエンス 株式会社 | 安藤 晶・石井 一行 | 試薬の提供、固相カラムの提供、キャビラリーカラムの提供 | |
| | 株式会社 島津製作所 | 小山 晶・田部井 昭子 | キャビラリーカラムの提供、標準試料のGC-MS測定、模擬試料のGC-MS測定 | |
| | トレイジン・サイエンティフィックジャパン 株式会社 | 井出 武義 | キャビラリーカラムの提供 | |
| | 日本電子 株式会社 | 谷端 英憲・草井 明彦 | 標準試料のGC-MS測定、模擬試料のGC-MS測定 | |
| | 株式会社 パーキンエルマージャパン | 梅澤 理賀 | 標準試料のGC-MS測定 | |
| | 富士フィルムと光純薬 株式会社 | 水井 浩司 | 試薬の提供、固相カラムの提供 | |
| オブザーバー | Restek 株式会社 大阪市立 環境科学研究センター 一般社団法人 日本環境化学会 | 海老原 阜也 先山 孝則 | キャビラリーカラムの提供 | |
| 一般社団法人日本環境測定分析協会賛助会員 | 日本ウォーターズ 株式会社 | 窪田 雅之 | 標準試料のGC-MS測定 | 2020年11月 |
| 一般社団法人日本環境測定分析協会正会員 | 株式会社 オオスミ | 平澤 智弘・大角 武志 | | 2022年9月 |
| | 株式会社 ニチユ・テクノ | 荒川 賢一 | | 2022年3月 |
| 一般社団法人日本環境測定分析協会賛助会員 | 株式会社 エアーテック | 米澤 文彦 | | 2023年2月 |
| | 金陵電機 株式会社 | 上田 透 | | 2023年2月 |
| | ピークサイエンティフィックジャパン 株式会社 | 鈴木 義昭 | | 2023年2月 |

1. はじめに

一般財団法人日本環境測定分析協会と一般社団法人日本環境化学会は、合同で 2020 年 7 月にヘリウム代替ガス研究委員会（以下、研究会）を設立し、『環境庁告示第 59 号別表 1 付表 6 シマジン・チオベンカルブのガスクロマトグラフ質量分析法』（以下、付表 6）においてキャリヤーガスとして使用が指定されているヘリウムの代替として水素も使用できることに関して検討した。検討結果は、2022 年度の環境省の分析法検討委員会にて討議され、従来の付表 6 のガスクロマトグラフ（以下、GC/MS）質量分析法ではヘリウムのみが認められたキャリヤーガスに、水素ガスも使用できるよう改定される運びとなった（『水質汚濁に係る環境基準について 付表 6 のシマジン及びチオベンカルブの測定方法を改正する件』が公布（2023 年 3 月 13 日）、同日適用）。

本技術参考書は、改訂された付表 6 の水質のシマジン・チオベンカルブの分析方法について研究会の検討内容を基に技術情報をとりまとめたものである。

2. 使用試薬及び機材

2.1. 標準試薬と物質情報

表 2.1 標準試薬

| 物質名 | 名称 | 品質 | 提供会社 |
|---------|------------|---|------------------------|
| シマジン | シマジン標準液 | 1000μg/mL in Acetone/ N,N-Dimethylformamide (95 : 5) 1mL | ジーエルサイ エンス株式会 社 |
| チオベンカルブ | チオベンカルブ標準品 | 残留農薬試験用 100mg | 富士フィルム 和光純薬株式 会社 |

表 2.2 物質情報

| 物質名 | シマジン | チオベンカルブ |
|--|---|---------------------------------------|
| 構造式 | | |
| IUPAC 名 | 6-クロロ-N,N'-ジエチル-1,3,5-トリ アジン-2,4-ジアミン | S-(4-クロロベンジル)ジエチルカーバ モチオエイト |
| 識別情報 | | |
| CAS 登録番号 | 122-34-9 | 28249-77-6 |
| PubChem | 5216 | 34192 |
| KEGG | C11172 | C14428 |
| 特性 | | |
| 化学式 | C ₇ H ₁₂ ClN ₅ | C ₁₂ H ₁₆ ClNOS |
| モル質量 | 201.657 g/mol | 257.780 g/mol |
| 外観 | 白色の結晶性粉末 | 淡黄色ないし茶色がかかった黄色の液体 |
| 密度 | 1.3 kg/dm ³ | 1.145-1.180 g/cm ³ (20°C) |
| 融点 | 225 - 227°C | 3.3 °C |
| 水への溶解度 | 5 mg/L | 28.0 mg/L (25°C) |
| 昭和 46 年 12 月 28 日 環境庁告示第 59 別表 1 人の健康の保護に関する環境基準 | | |
| 水質環境基準 | 0.003 mg/L | 0.02 mg/L |

2.2. 固相カラム

【付表6 規格要求内容・付表6 第1.2(5) 固相カラム】スチレンジビニルベンゼン共重合体(ポリスチレン系ゲル)又はこれと同等の性能を有するもの 200~1,000mg を充てんしたものに、アセトン 5 ml 及び水 5 ml を順次緩やかに通し、調製したもの

表2.3 固相カラム

| マニュアルの固相カラム | 名称 | 品質 | 提供会社 |
|-------------|-----------------------|------------|------------------|
| | Bond Elut Plexa | 200mg, 6mL | アジレント・テクノロジー株式会社 |
| | InertSep Slim-J PLS-3 | 230mg | ジーエルサイエンス株式会社 |
| | Presep C-Agri | 220mg | 富士フィルム和光純薬株式会社 |

2.3. キャピラリーカラム

【付表6 規格要求内容・付表6 第1.2(7)(a) キャピラリーカラム】内径0.1~約0.7mm、長さ 10~30m の溶融シリカ若しくは硬質ガラス製のものであって、内面にジメチルポリシリコキサンを 0.1~1.0 μm の厚さで被覆したもの又はこれと同等の分離性能を有するもの。表2.4にあげるものが使用できる。

表2.4 キャピラリーカラム

| 名称 | 形状 | 提供会社 |
|------------------|---|--------------------------|
| DB-5MS | 20m×0.18mm×0.18μm | アジレント・テクノロジー株式会社 |
| DB-5MS UI | 20m×0.18mm×0.18μm 20m×0.18mm×0.36μm 30m×0.25mm×0.25μm | アジレント・テクノロジー株式会社 |
| VF-5ms | 30m×0.25mm×0.25μm | アジレント・テクノロジー株式会社 |
| InertCap 5MS/Sil | 20m×0.18mm×0.18μm 30m×0.25mm×0.25μm | ジーエルサイエンス株式会社 |
| BP5MS | 20m×0.18mm×0.18μm 30m×0.25mm×0.25μm | トレイジヤンサイエンティフィックジャパン株式会社 |
| SH-I-5Sil MS | 20m×0.18mm×0.18μm 30m×0.25mm×0.25μm | 株式会社島津製作所 |
| TG-5SilMS | 20m×0.18mm×0.18μm 30m×0.25mm×0.25μm | サーモフィッシュャーサイエンティフィック株式会社 |
| Rxi-5Sil MS | 30m×0.25mm×0.25μm | Restek 株式会社 |

2.4. ガスクロマトグラフ質量分析計 (GC-MS 装置)

【付表6 規格要求内容・付表6 第1.2(7) ガスクロマトグラフ質量分析計】

(a) キャピラリーカラム

前項に重複のため割愛

(b) 検出器

電子イオン化法(EI 法)が可能で、選択イオン検出法又はこれと同等の性能を有する方法でクロマトグラム測定が可能なもの

- (c) キャリヤーガス
ヘリウム(99.9999vol%以上)又は水素(99.9999vol%以上)
- (d) キャリヤーガス制御部
内径 0.1～約 0.7mm のカラムに対して線速度を毎秒 20～70cm に保つことができるもの
- (e) インターフェース部
温度を 200～270°C に保つことができるもの
- (f) イオン源
温度を 150°C 以上に保つことができるもの
- (g) カラム槽
溶媒がヘキサンの場合は、50～60°C で 2 分間保ち、50(60)～約 260°C の範囲で毎分 2～20°C の昇温を行うことができるもの、溶媒がアセトンの場合は、40～50°C で 2 分間保ち、40(50)～約 280°C の範囲で毎分 2～20°C の昇温を行うことができるもの

表 2.5 ガスクロマトグラフ質量分析計 (GC-MS 装置)

| 型式 | 提供会社 |
|--------------------------------------|-------------------|
| Agilent 8890 / 5977 | アジレント・テクノロジー株式会社 |
| ISQ7000 | サーモサイエンティフィック株式会社 |
| GCMS-QP2020 NX | 株式会社島津製作所 |
| ※ GC/MS/MS のため割愛 | 日本ウォーターズ株式会社 |
| Agilent 8890 / JMS-Q1600GC JMS-K9 | 日本電子株式会社 |

3. 前処理条件

表 3.1 前処理条件の実施例

| 吸着方法 | 減圧方式 | 減圧方式 | 減圧方式 |
|----------------|---|--|-----------------------------------|
| 固相名 | Bond Elut Plexa,200mg,6mL (アジレント社製) | InertSep Slim-J PLS-3(230mg) (GLサイエンス社製) | Presep C-Agri (富士フイルム和光純薬社製) |
| コンディショニング | アセトン5mL 及び超純水5mL | アセトン5mL 及び精製水5mL | アセトン5mL 及び蒸留水5mL |
| 採取量 | 200mL | 200mL | 200mL |
| 吸着流量 | 10mL/min | 10mL/min | 約10mL/min |
| 固相カラムの脱水方法 | 吸引10分 | 吸引30分 窒素吹付15分 | 吸引60分 |
| 溶出方法 | 加圧式 | 加圧式 | 減圧式 |
| 溶出流量 | 約 2mL/min | 約 2mL/min | 約 1mL/min |
| 溶出量 | アセトン3mL | アセトン3mL | アセトン3mL |
| 最終溶出液量 (方法) | アセトン2mL (窒素バージ) | アセトン2mL (窒素バージ) | アセトン2mL (窒素バージ) |
| 抽出溶液のグレード | アセトン300 残留農薬試験・PCB試験用 (関東化学社製) | 残留農薬・PCB試験用 濃縮5000 (富士フイルム和光純薬社製) | 残留農薬・PCB試験用 濃縮5000 (富士フイルム和光純薬社製) |
| クリーンアップ | 未実施 | 未実施 | 未実施 |
| その他 | 特になし | カラム精製に精製水10mL | 濃度に応じて試料量を20mLまたは100mLに変更 |

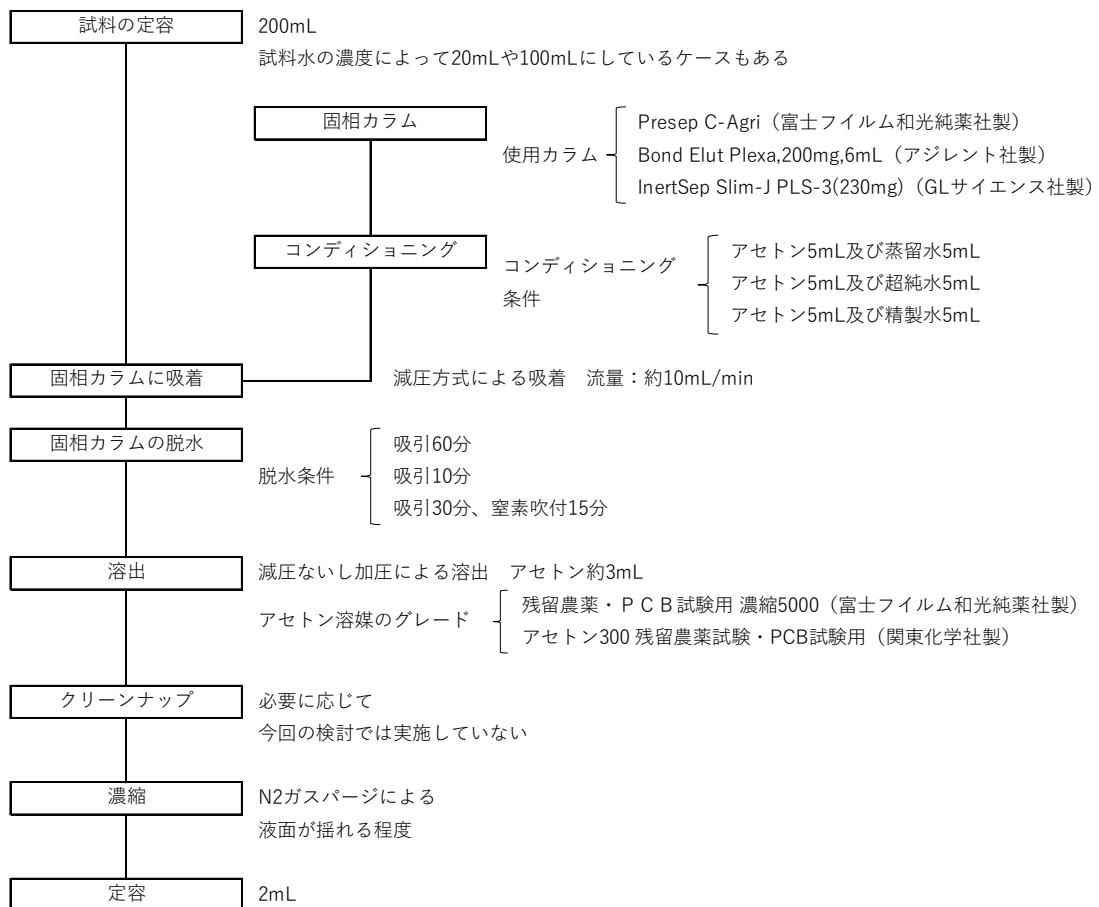


図 3.1 前処理条件の実施例のフロー

4. 測定条件

表 4.1 測定条件の例 1-1 (標準物質の測定の測定条件)

| No | カラム | | 代替ガス | | オープン | | インジェクション | | | | イオン化 | | | インターフェイス | 四重極 | 測定モード | m/z 上段：シマジン 下段：チオベンカルブ (Trg, Q1) |
|----|-------------------------------|---|------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------|------------|-------------|-------------|--|--|------------|------------|------------|------------|-------|---|
| | 製造販売業者 | カラム名とサイズ | 名称 | 流量 (mL/min) | 昇温条件 | | 温度 (°C) | 注入量 (μL) | 方式 | 注入条件 | 方式 | 温度 (°C) | 電圧 (eV) | 温度 (°C) | 温度 (°C) | | |
| 1 | アジレント・テクノロジー株式会社 | DB-5MS UI 20m × 0.18mm × φ 0.18μm | H2 | 0.85 | 50°C(1min)-(30°C/min)→300°C(1min) | | 250 | 1 | バルスドスプリットレス | 注入バルス圧 25psi, 1 min, バージ 50mL/min, 1 min | EI | 280 | 70 | 300 | 150 | SIM | 201, 186 100, 125 |
| | | | | 0.85 | 50°C(1min)-(30°C/min)→300°C(1min) | | 250 | 1 | バルスドスプリットレス | 注入バルス圧 25psi, 1 min, バージ 50mL/min, 1 min | EI | 280 | 70 | 300 | 150 | SIM | 201, 186 100, 125 |
| 2 | アジレント・テクノロジー株式会社 | DB-5MS UI 30m × 0.25mm × φ 0.25μm | H2 | 1.5 | 50°C(2min)-(25°C/min)→300°C(1min) | | 250 | 1 | バルスドスプリットレス | 注入バルス圧 25psi, 1 min, バージ 50mL/min, 1 min | EI | 280 | 70 | 300 | 150 | SIM | 201, 186 100, 125 |
| | | | | 1.5 | 50°C(2min)-(25°C/min)→300°C(1min) | | 250 | 1 | バルスドスプリットレス | 注入バルス圧 25psi, 1 min, バージ 50mL/min, 1 min | EI | 280 | 70 | 300 | 150 | SIM | 201, 186 100, 125 |
| 3 | ジーエルサイエンス 株式会社 | InertCap 5MS/Sil 20m × 0.18mm × φ 0.18μm | H2 | 0.85 | 50°C(1min)-(30°C/min)→300°C(1min) | | 250 | 1 | バルスドスプリットレス | 注入バルス圧 25psi, 1 min, バージ 50mL/min, 1 min | EI | 280 | 70 | 300 | 150 | SIM | 201, 186 100, 125 |
| | | | | 0.85 | 50°C(1min)-(30°C/min)→300°C(1min) | | 250 | 1 | バルスドスプリットレス | 注入バルス圧 25psi, 1 min, バージ 50mL/min, 1 min | EI | 280 | 70 | 300 | 150 | SIM | 201, 186 100, 125 |
| 4 | ジーエルサイエンス 株式会社 | InertCap 5MS/Sil 30m × 0.25mm × φ 0.25μm | H2 | 1.5 | 50°C(2min)-(25°C/min)→300°C(1min) | | 250 | 1 | バルスドスプリットレス | 注入バルス圧 25psi, 1 min, バージ 50mL/min, 1 min | EI | 280 | 70 | 300 | 150 | SIM | 201, 186 100, 125 |
| | | | | 1.5 | 50°C(2min)-(25°C/min)→300°C(1min) | | 250 | 1 | バルスドスプリットレス | 注入バルス圧 25psi, 1 min, バージ 50mL/min, 1 min | EI | 280 | 70 | 300 | 150 | SIM | 201, 186 100, 125 |
| 5 | ジーエルサイエンス 株式会社 | InertCap 5MS/Sil 20m × 0.18mm × φ 0.18μm | H2 | 1 | 40°C(2min)-(20°C/min)-280°C | | 280 | 1 | バルスドスプリット | 注入バルス圧 : 40psi, 1min バージ : 55mL/min, 1min | EI | 200 | 70 | 210 | なし | SIM | 201, 186 100, 72 |
| | | | | He | 1 | 40°C(2min)-(20°C/min)-280°C | | 280 | 1 | バルスドスプリット | 注入バルス圧 : 40psi, 1min バージ : 55mL/min, 1min | EI | 200 | 70 | 210 | なし | SIM |
| 6 | ジーエルサイエンス 株式会社 | InertCap 5MS/Sil 30m × 0.25mm × φ 0.25μm | H2 | 1.5 | 40°C(2min)-(20°C/min)-280°C | | 280 | 2 | バルスドスプリット | 注入バルス圧 : 5psi, 1min バージ : 55mL/min, 1min | EI | 200 | 70 | 210 | なし | SIM | 201, 186 100, 72 |
| 7 | トレイジャン サイエンティフィック ジャパン株式会社 | BP5MS 20m × 0.18mm × φ 0.18μm | H2 | 1 | 40°C(2min)-(20°C/min)-280°C | | 280 | 1 | バルスドスプリット | 注入バルス圧 : 40psi, 1min バージ : 55mL/min, 1min | EI | 200 | 70 | 210 | なし | SIM | 201, 186 100, 72 |
| 8 | トレイジャン サイエンティフィック ジャパン株式会社 | BP5MS 30m × 0.25mm × φ 0.25μm | H2 | 1.5 | 40°C(2min)-(20°C/min)-280°C | | 280 | 2 | バルスドスプリット | 注入バルス圧 : 5psi, 1min バージ : 55mL/min, 1min | EI | 200 | 70 | 210 | なし | SIM | 201, 186 100, 72 |

表 4.2 測定条件の例 1-2 (標準物質の測定の測定条件)

| No | カラム | | 代替ガス | | オープン | | インジェクション | | | | イオン化 | | | インターフェイス | | 四重極 モード | 測定 モード | m/z 上段: シマジン 下段: チオベンカルブ (Trg, Q1) |
|----|------------------------------------|--|------|-----------------|--|-----|------------|-----------------|--|-------|------|------------|------------|------------|------------|-------------------------------|-----------|---|
| | 製造販売業者 | カラム名とサイズ | 名称 | 流量(mL/min) | 昇温条件 | | 温度 (°C) | 注入量 (μL) | 方式 | 注入条件 | 方式 | 温度 (°C) | 電圧 (eV) | 温度 (°C) | 温度 (°C) | | | |
| 9 | 株式会社 島津製作所 | SH-I-5Sil MS | H2 | 線速度 60.5cm/秒 | 70°C(1min)-(40°C/min)→125°C-(15°C/min)→300°C(1min) | 250 | 1 | スプリットレス | 注入压 200kPa, 1.5min, バージ 5mL/min, 時間 1 min Topaz Liner Splitless Single Taper Gooseneck w/Wool | EI | 230 | - | 250 | - | SIM | 201, 186, 173 100, 72, 125 | | |
| | | 20m × 0.18mm × φ 0.18μm | | 線速度 60.5cm/秒 | 70°C(1min)-(40°C/min)→125°C-(15°C/min)→300°C(1min) | 250 | 1 | スプリットレス | 注入压 200kPa, 1.5min, バージ 5mL/min, 時間 1 min Topaz Liner Splitless Single Taper Gooseneck w/Wool | EI | 230 | - | 250 | - | SIM | 201, 186, 173 100, 72, 125 | | |
| 10 | | SH-I-5Sil MS | H2 | 線速度 60.5cm/秒 | 70°C(1min)-(40°C/min)→125°C-(10°C/min)→300°C(1min) | 250 | 1 | スプリットレス | 注入压 200kPa, 1.5min, バージ 5mL/min, 時間 1 min Topaz Liner Splitless Single Taper Gooseneck w/Wool | EI | 230 | - | 250 | - | SIM | 201, 186, 173 100, 72, 125 | | |
| | | 30m × 0.25mm × φ 0.25μm | | 線速度 60.5cm/秒 | 70°C(1min)-(40°C/min)→125°C-(10°C/min)→300°C(1min) | 250 | 1 | スプリットレス | 注入压 200kPa, 1.5min, バージ 5mL/min, 時間 1 min Topaz Liner Splitless Single Taper Gooseneck w/Wool | EI | 230 | - | 250 | - | SIM | 201, 186, 173 100, 72, 125 | | |
| 11 | サーモフィッシャー サイエンティフィック ク株式会社 | TG-5SiIMS 20m × 0.18mm × φ 0.18μm | H2 | 0.8 | 50°C(2min)-(20°C/min)→280°C | 280 | 1 | スプリット (20:1) | - | EI | 260 | 70 | 270 | 加熱無し | SIM | 201, 173 100, 125, 72 | | |
| 12 | | TG-5SiIMS 30m × 0.25mm × φ 0.25μm | | 1.6 | 50°C(2min)-(20°C/min)→280°C | 280 | 1 | スプリット (10:1) | - | EI | 260 | 70 | 270 | 加熱無し | SIM | 201, 173 100, 125, 72 | | |
| 13 | トレイジアン サイエ ンティフィック ジャ パン株式会社 | BP5MS 20m × 0.18mm × φ 0.18μm | H2 | 0.8 | 50°C(2min)-(20°C/min)→280°C | 280 | 1 | スプリット (20:1) | - | EI | 260 | 70 | 270 | 加熱無し | SIM | 201, 173 100, 125, 72 | | |
| 14 | | BP5MS 30m × 0.25mm × φ 0.25μm | | 1.6 | 50°C(2min)-(20°C/min)→280°C | 280 | 1 | スプリット (10:1) | - | EI | 260 | 70 | 270 | 加熱無し | SIM | 201, 173 100, 125, 72 | | |
| 15 | Restek株式会社 | Rxi-5Sil MS 30m × 0.25mm × φ 0.25μm | N2 | 1.5 | 50°C(1min)-20°C/min-280°C(3 min) | 250 | 1 | Split | 10 : 1 | APCI+ | 150 | - | 300 | - | MRM | 202 > 124 257 > 100 | | |

表 4.3 測定条件の例 2 (添加回収測定)

| No | カラム | | 代替ガス | | オープン | インジェクション | | | | イオン化 | | | インターフェイス | 四重極 | m/z | キャリアガス | | |
|----|----------------------|---|------|----------------|---|------------|-------------|-------------|--|------|------------|------------|------------|-------|------------------------------------|----------------------------------|--------------|--|
| | 製造販売業者 | サイズ | ガス | 流量 (mL/min) | 昇温条件 | 温度 (°C) | 注入量 (μL) | 方式 | 注入条件 | 方式 | 温度 (°C) | 電圧 (eV) | 温度 (°C) | モード | 上段：シマジン 下段：チオベンカルブ (Trg, Q1) | 供給方法 | 精製方法 | |
| 1 | アジレント・テクノロジー 株式会社 | DB-5ms 20m × 0.18mm × φ 0.18 μm | H2 | 0.85mL/min | 50°C(1min) → (30°C/min) → 300°C(1min) | 250°C | 1 μL | パルスドスプリットレス | 注入圧：25psi, 1min | EI | 280°C | 70eV | 280°C | 150°C | SIM | 201 186 173 100 125 72 91 126 | 高压ガス ポンベ | - |
| 2 | 株式会社 島津製作所 | SH-Rxi-5Sil 30m × 0.25mm × φ 0.25 μm | H2 | 2.72mL/min | 70 °C(1 min) → (40 °C/min) → 125 °C → (10 °C /min) → 300 °C(1 min) | 250°C | 2 μL | スプリットレス | 注入圧：80 kPa、1.5 min バージ：5mL/min、1min | EI | 230°C | - | 250°C | 温調無し | SIM | 201 186 173 100 91 72 125 126 | 水素ガス 発生装置 | 水分除去 フィルター |
| 3 | アジレント・テクノロジー 株式会社 | VF-5ms 30m × 0.25mm × φ 0.25 μm | H2 | 1.5mL/min | 50°C(1min) → (20°C/min) → 300°C(1min) | 250°C | 1 μL | パルスドスプリットレス | 注入パルス圧：200kPa バージ：50mL/min、1min | EI | 280°C | 70eV | 300°C | 100°C | SIM | 201 186 173 100 72 125 | 水素ガス 発生装置 | ガス精製管 |
| 4 | アジレント・テクノロジー 株式会社 | DB-5MS UI 20m × 0.18mm × φ 0.36 μm | H2 | 0.85mL/min | 80°C(1min) → (30°C/min) → 300°C(2min) | 250°C | 2 μL | パルスドスプリットレス | 注入パルス圧：25psi、2min バージ：50mL/min、2min | EI | 280°C | - | 280°C | 150°C | SIM | 201 186 100 72 257 125 91 | 高压ガス ポンベ | Big Universal Trap スクリーン GC/MS フィルタ |

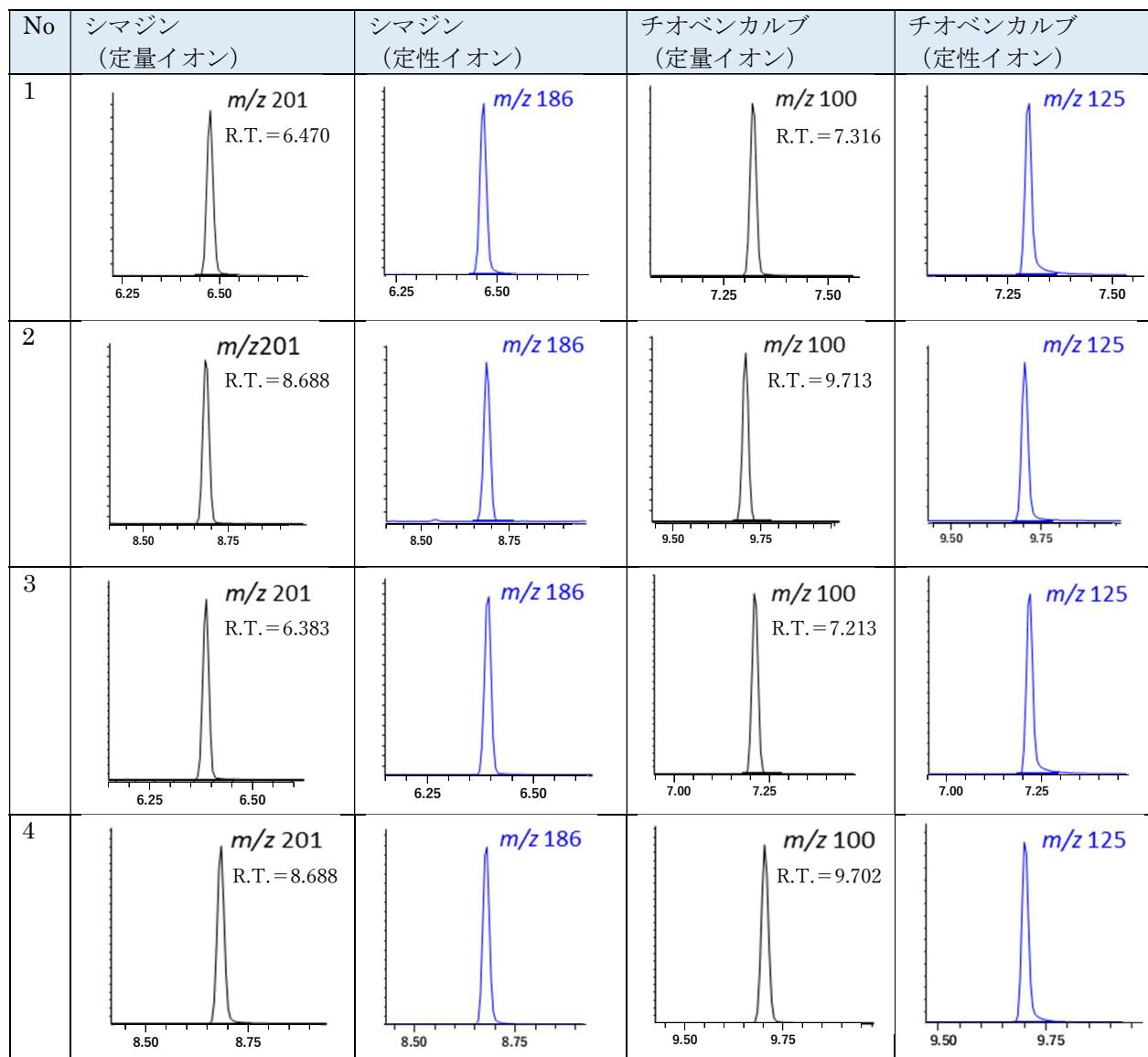
5. 測定結果

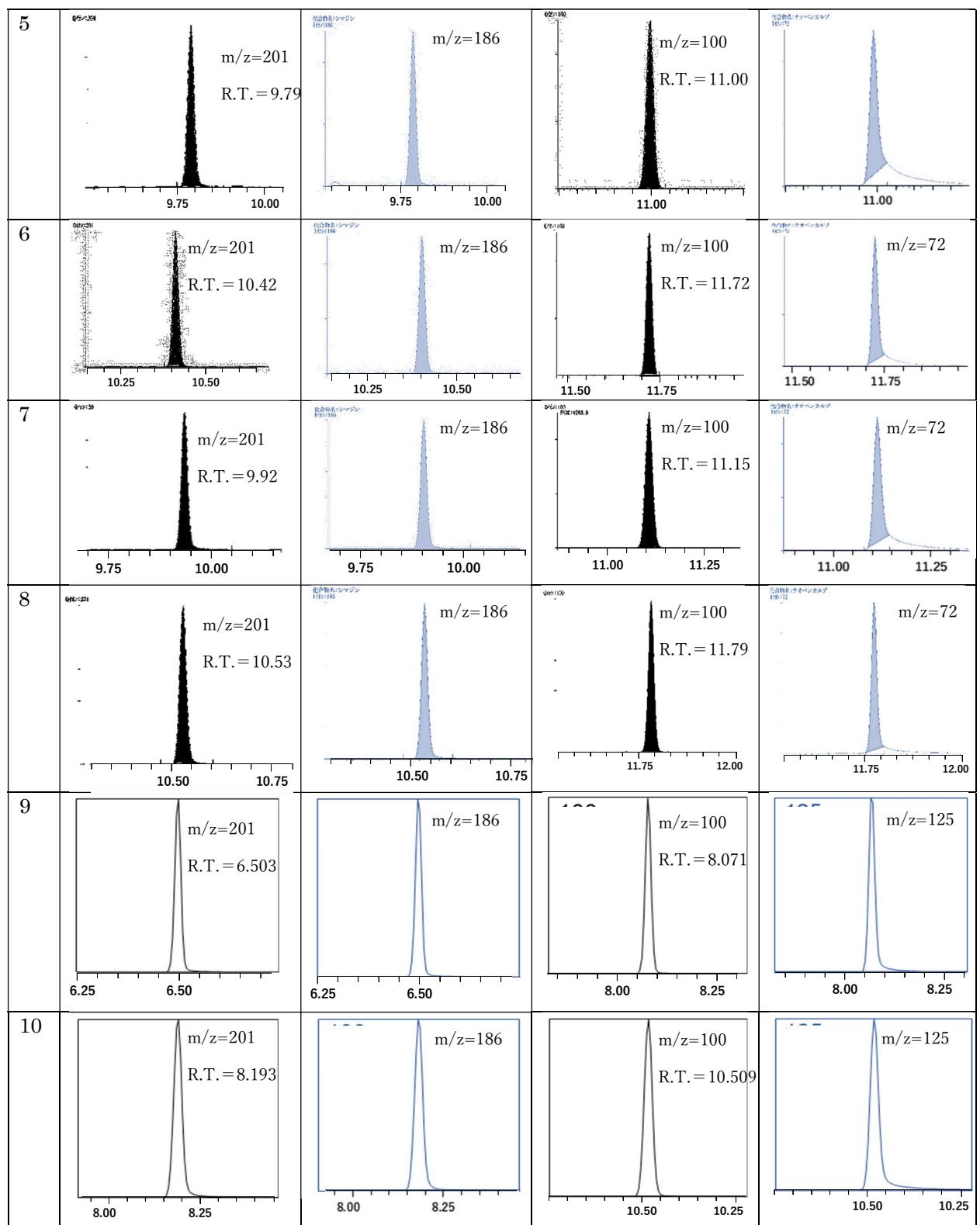
前述の表 4.1、4.2、4.3 の測定条件を用いた結果を以下に示す（以降の測定結果も同様）。

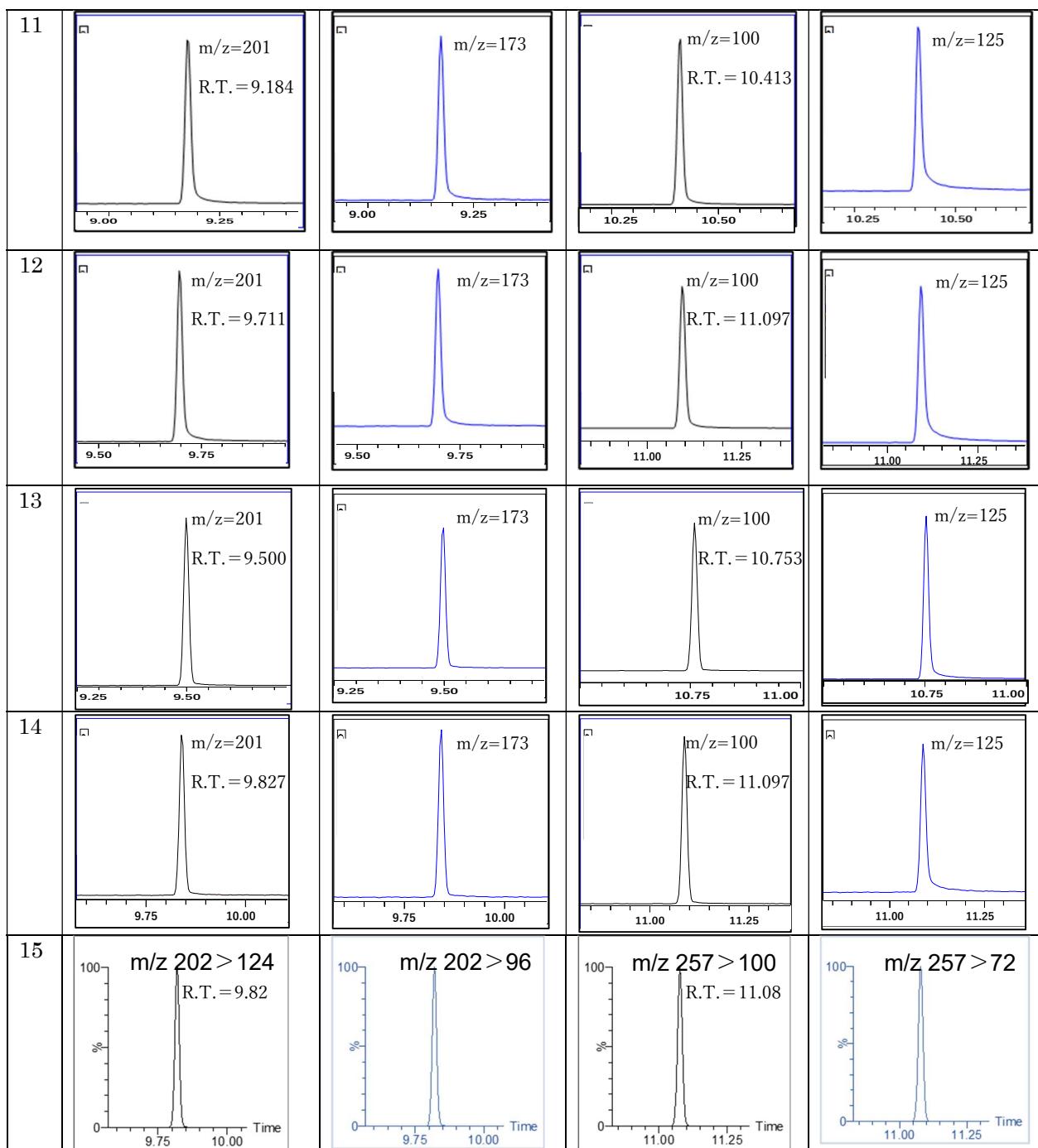
5.1. クロマトグラム

5.1.1 測定条件「表 4.1 測定条件の例 1-1（標準物質の測定の測定条件）」「表 4.2 測定条件の例 1-2（標準物質の測定の測定条件）」の条件を用いた場合のクロマトグラム

【表 4.1、4.2 標準物質の測定の測定条件より】







R.T. : 溶出時間 (Retention time, リテンションタイム) の略。単位は分。小数点以下は 100 分率の秒を示す。以下同じ。

図 5.1.1 シマジン、チオベンカルブの定量及び定性イオンのクロマトグラム

【表 4.3 添加回収試験の測定条件より】

5.1.2 測定条件「表 4.4 測定条件の例 2 (添加回収測定)」の No.1 の条件を用いた場合のクロマトグラム

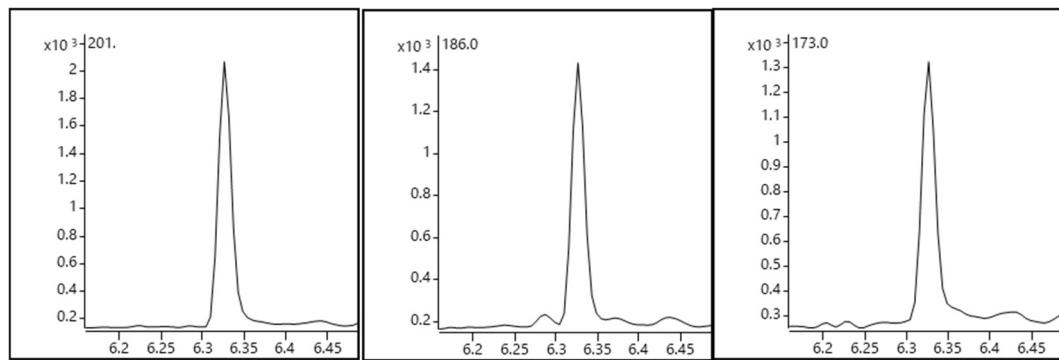


図 5.1.2 シマジンの SIM (201、186、173) のクロマトグラム

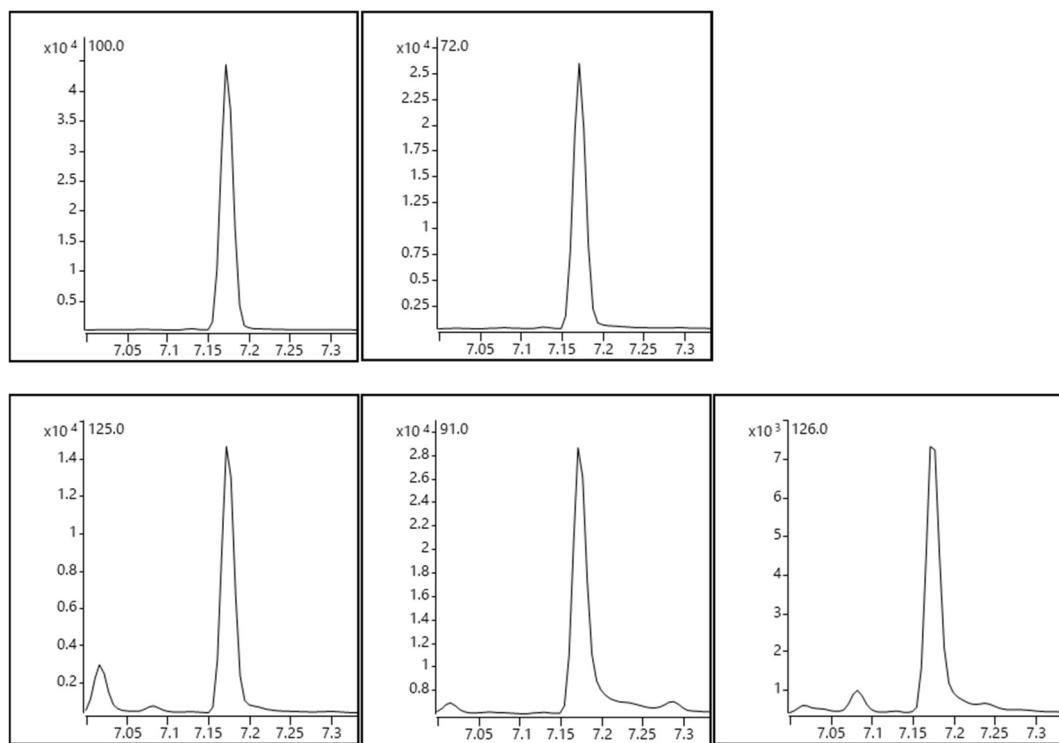


図 5.1.3 チオベンカルブの SIM (100、72、125、91、126) のクロマトグラム

5.1.3 測定条件「表 4.3 測定条件の例 2 (添加回収測定)」の No.2 の条件を用いた場合のクロマトグラム

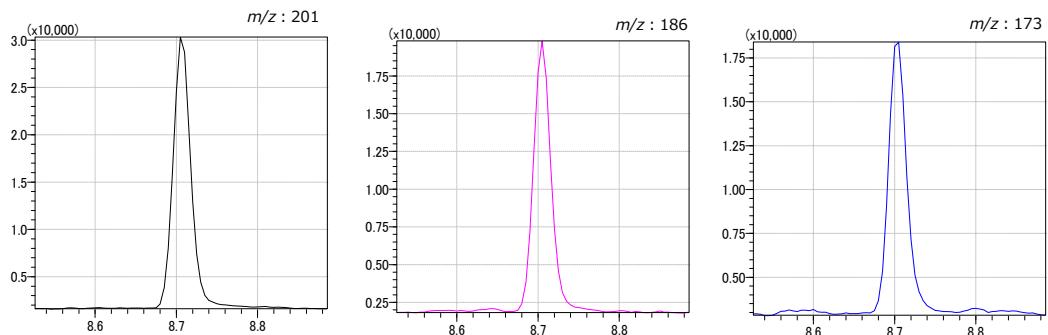


図 5.1.4 シマジンの SIM (201、186、173) のクロマトグラム

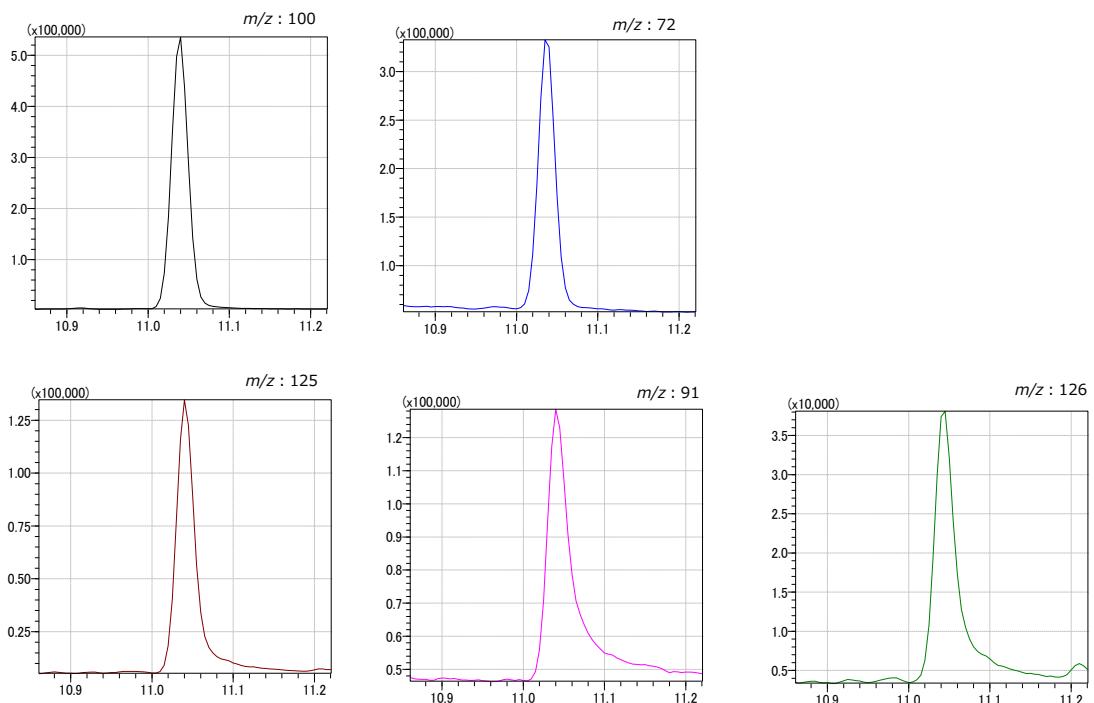


図 5.1.5 チオベンカルブの SIM (100、72、125、91、126) のクロマトグラム

5.1.4 測定条件「表 4.3 測定条件の例 2 (添加回収測定)」の No.3 の条件を用いた場合のクロマトグラム

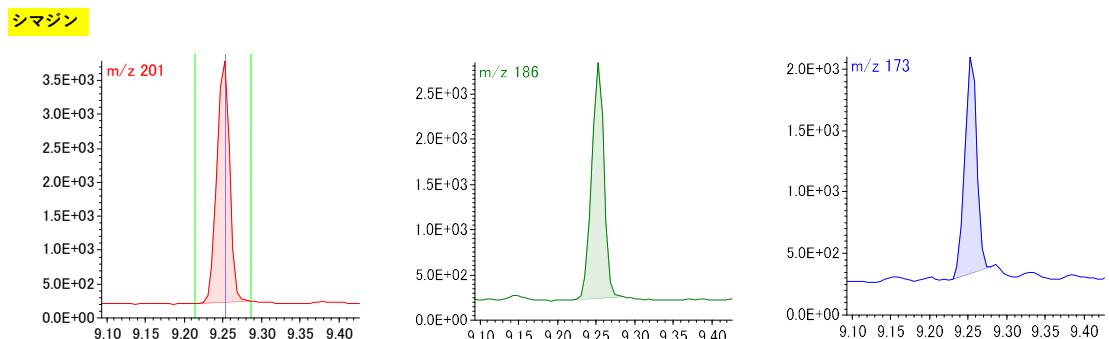


図 5.1.6 シマジンの SIM (201、186、173) のクロマトグラム

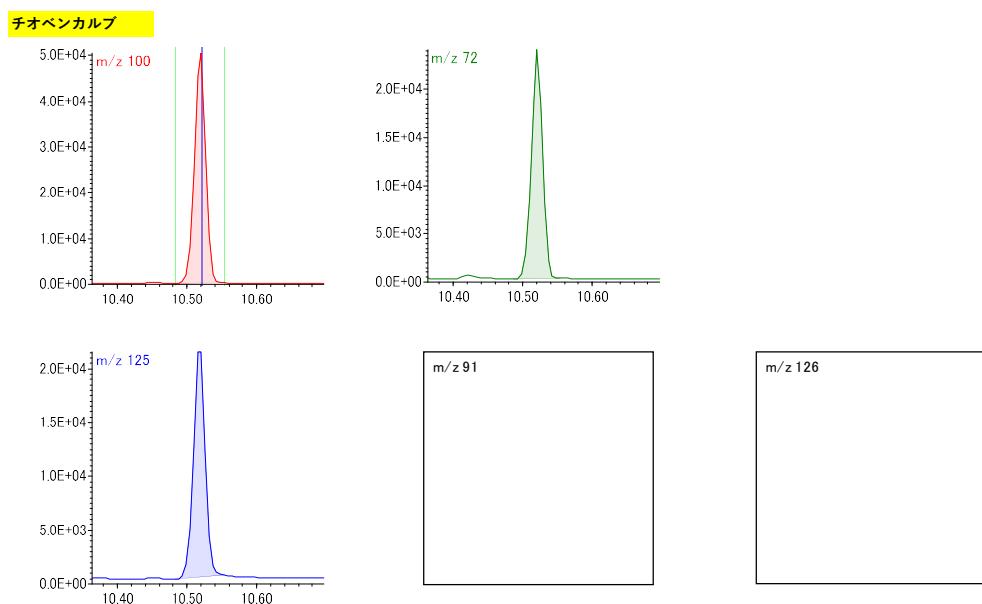


図 5.1.7 チオベンカルブの SIM (100、72、125) のクロマトグラム

5.1.5 測定条件「表 4.3 測定条件の例 2 (添加回収測定)」の No.4 の条件を用いた場合のクロマトグラム

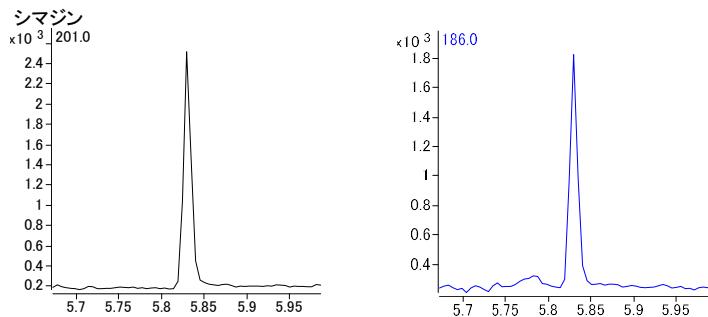


図 5.1.8 シマジンの SIM (201、186) のクロマトグラム

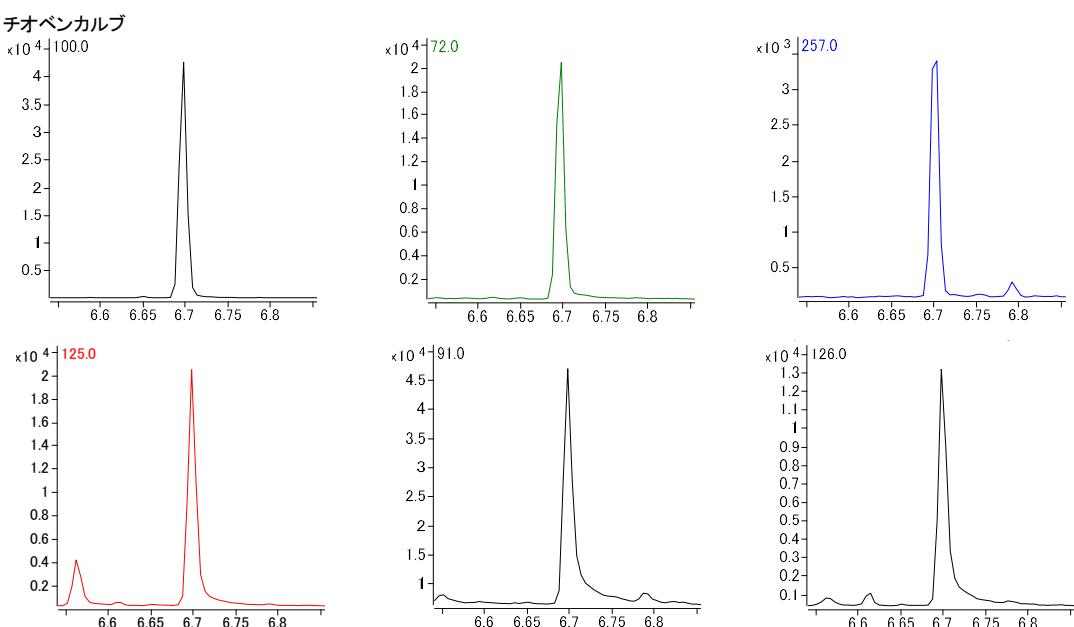


図 5.1.9 チオベンカルブの SIM (100、72、257、125、91、126) のクロマトグラム

5.2. マススペクトル

5.2.1 検定条件「表 4.3 検定条件の例 2 (添加回収測定)」の No.1 の条件を用いた場合のマススペクトル

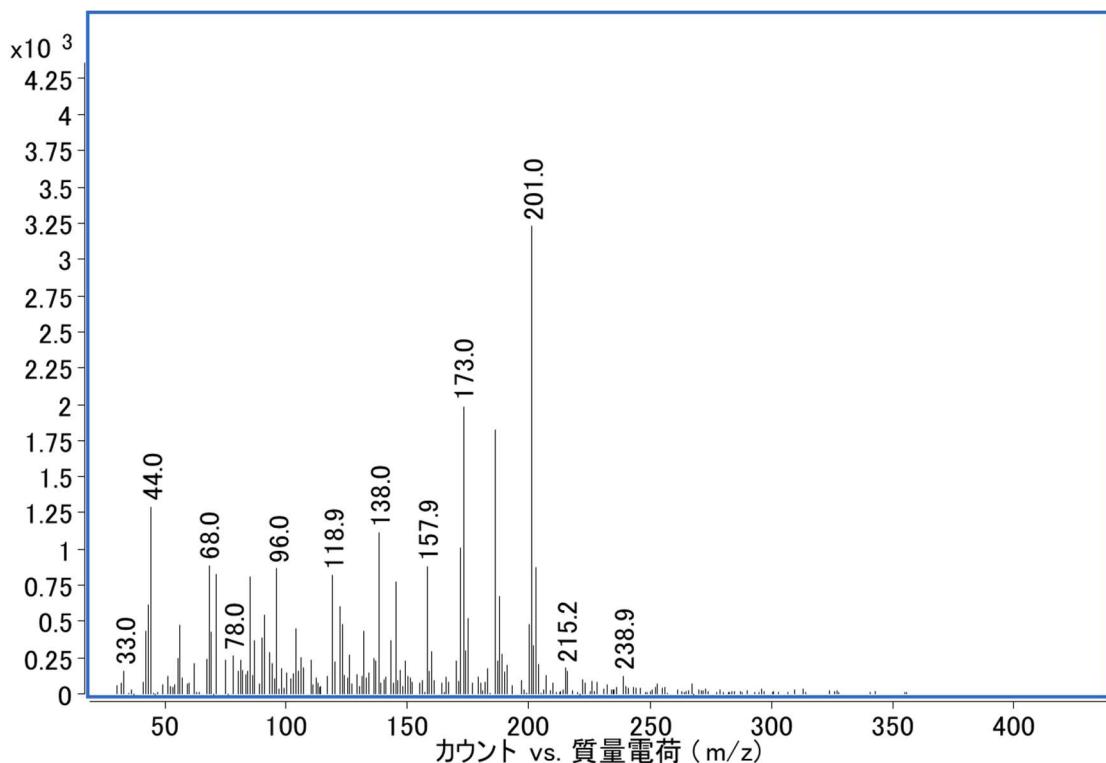


図 5.2.1 シマジン (100ng/mL 標準物質) のマススペクトル

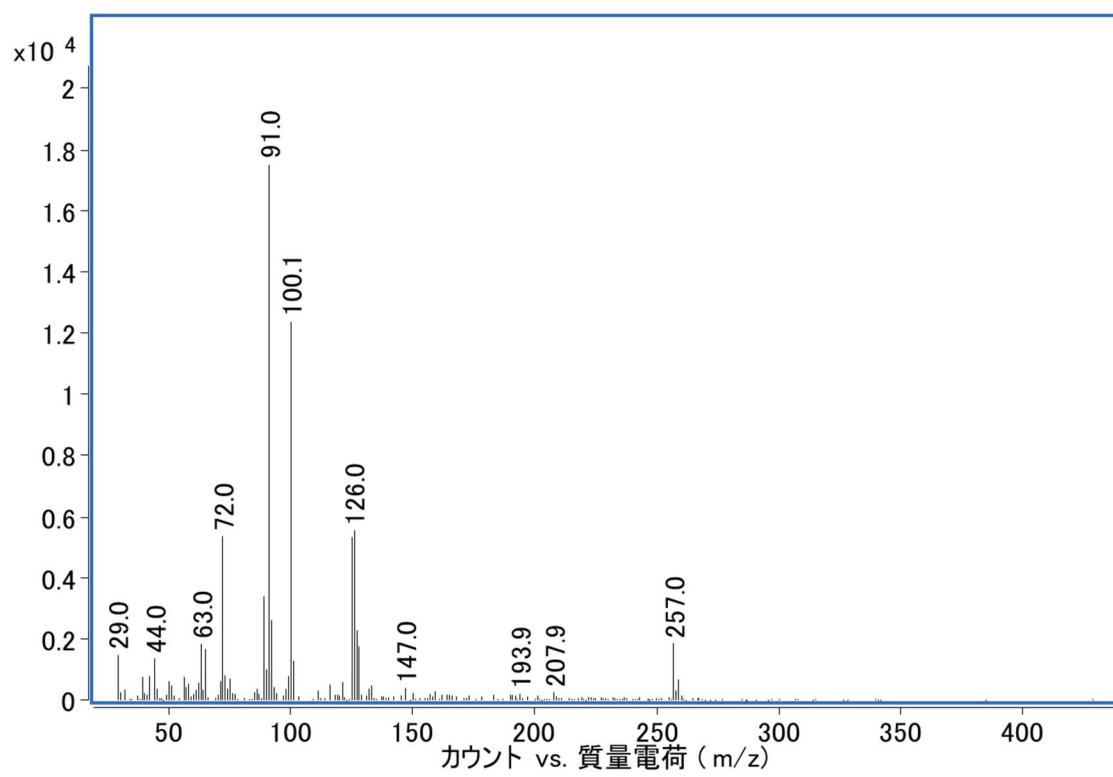


図 5.2.2 チオベンカルブ (100ng/mL 標準物質) のマススペクトル

5.2.2 測定条件「表 4.3 測定条件の例 2 (添加回収測定)」の No.2 の条件を用いた場合のマススペクトル

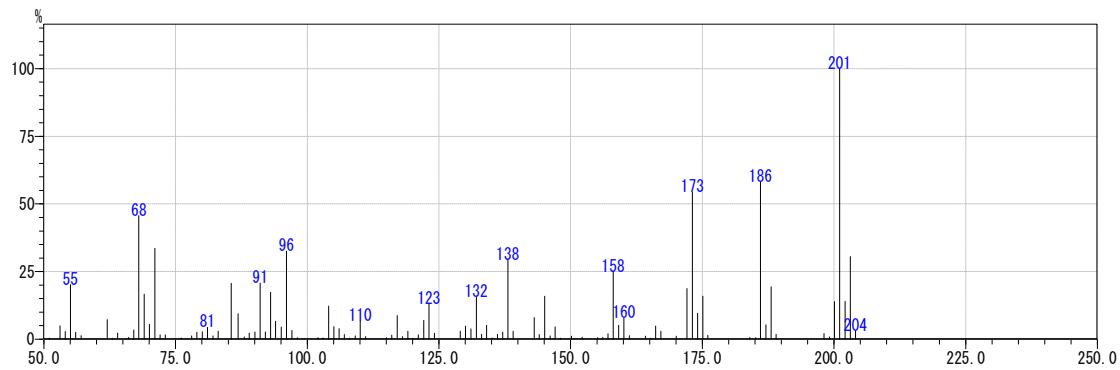


図 5.2.3 シマジン標準物質のマススペクトル

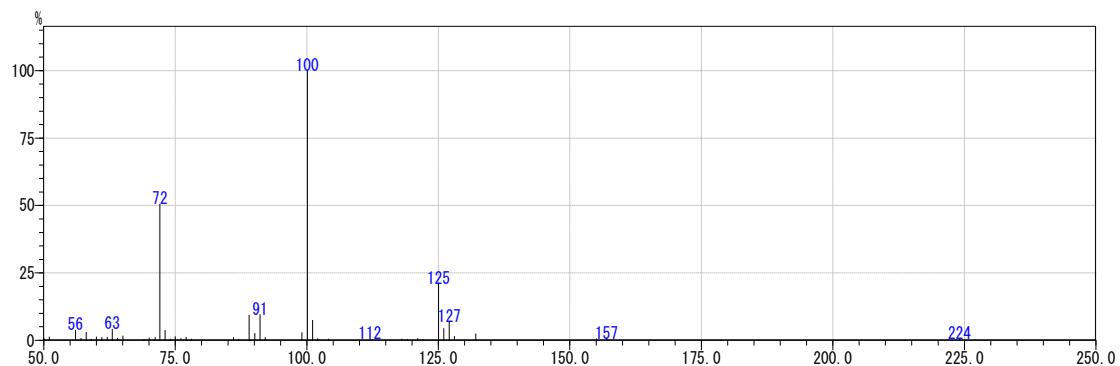


図 5.2.4 チオベンカルブ標準物質のマススペクトル

5.2.3 測定条件「表 4.3 測定条件の例 2（添加回収測定）」の No.3 の条件を用いた場合のマススペクトル

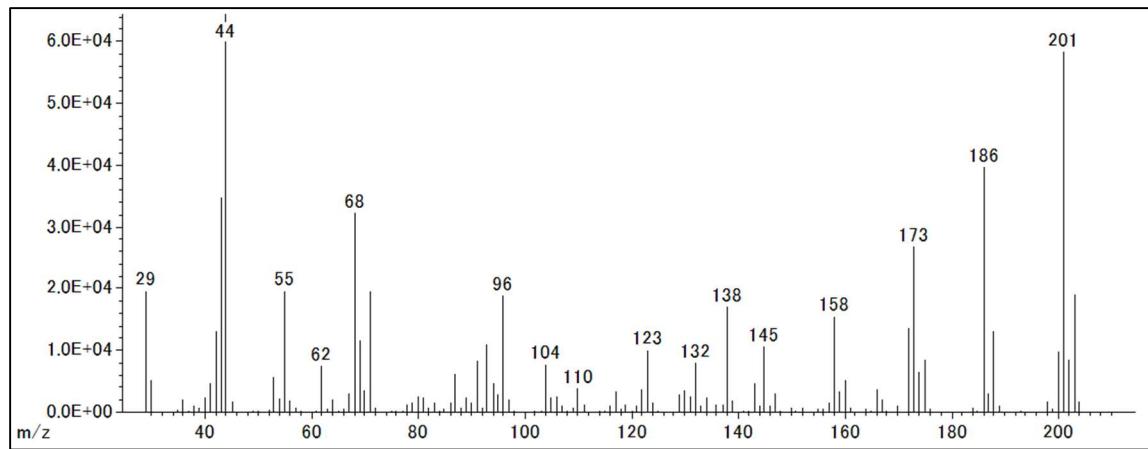


図 5.2.5 シマジン標準物質のマススペクトル

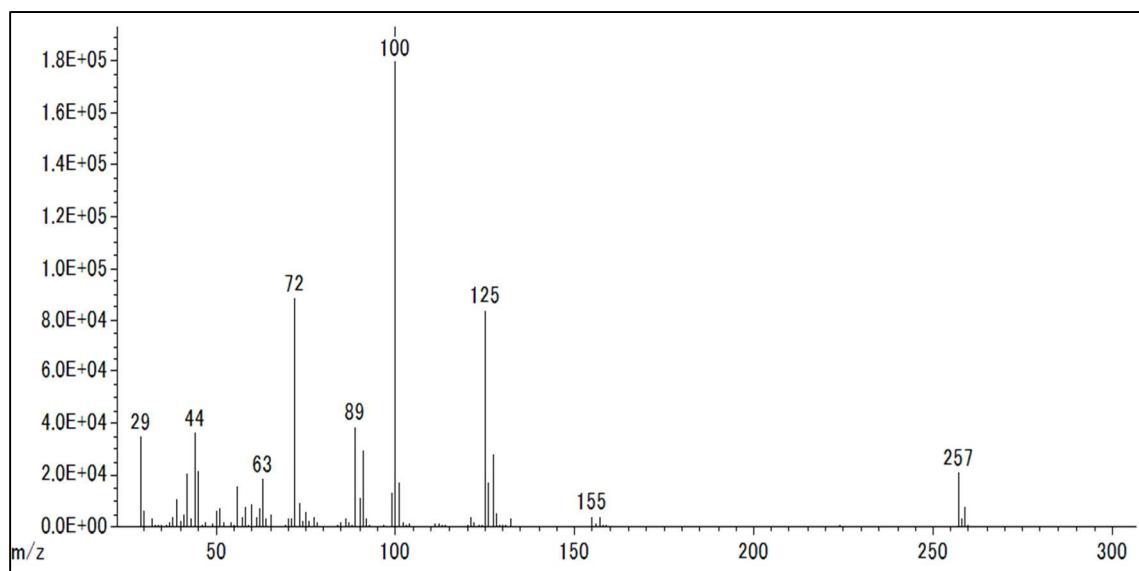


図 5.2.6 チオベンカルブ標準物質のマススペクトル

5.2.4 測定条件「表 4.3 測定条件の例 2（添加回収測定）」の No.4 の条件を用いた場合のマススペクトル

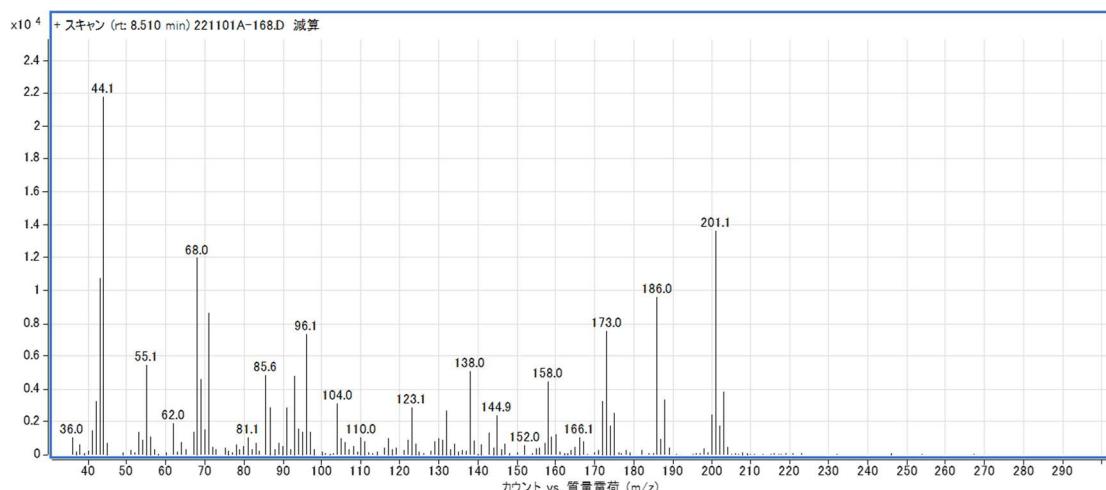


図 5.2.7 シマジン標準物質のマススペクトル

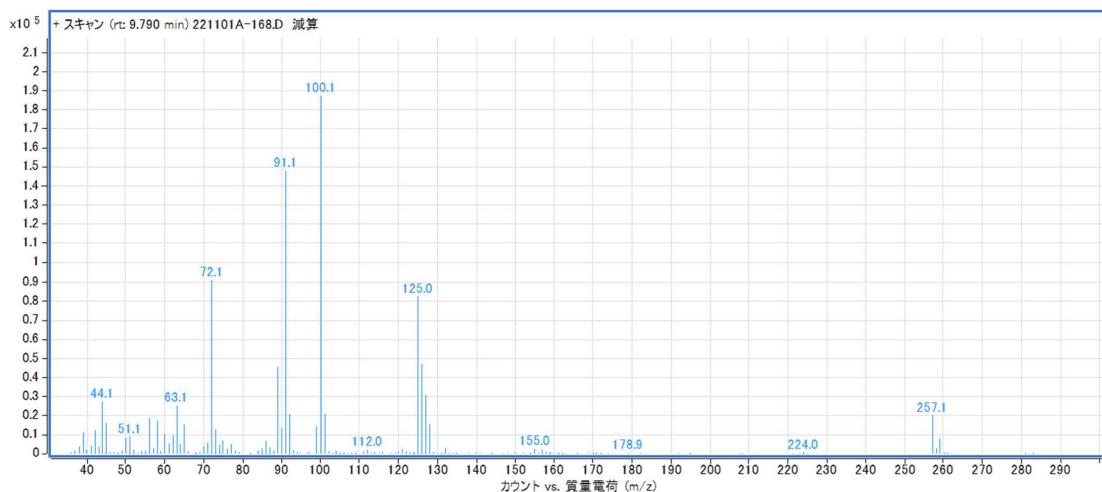


図 5.2.8 チオベンカルブ標準物質のマススペクトル

5.3 その他の測定情報

参考資料 1：シマジンとチオベンカルブを SIM 測定した際に得られる TIC の例（SIM の総和であり、SCAN の TIC ではない）

5.3.1 測定条件「表 4.3 測定条件の例 2（添加回収測定）」の No.1 の条件を用いた場合のトータルイオンクロマトグラム（ただし、SIM で測定した際の TIC であり、SCAN モード測定の結果ではない）

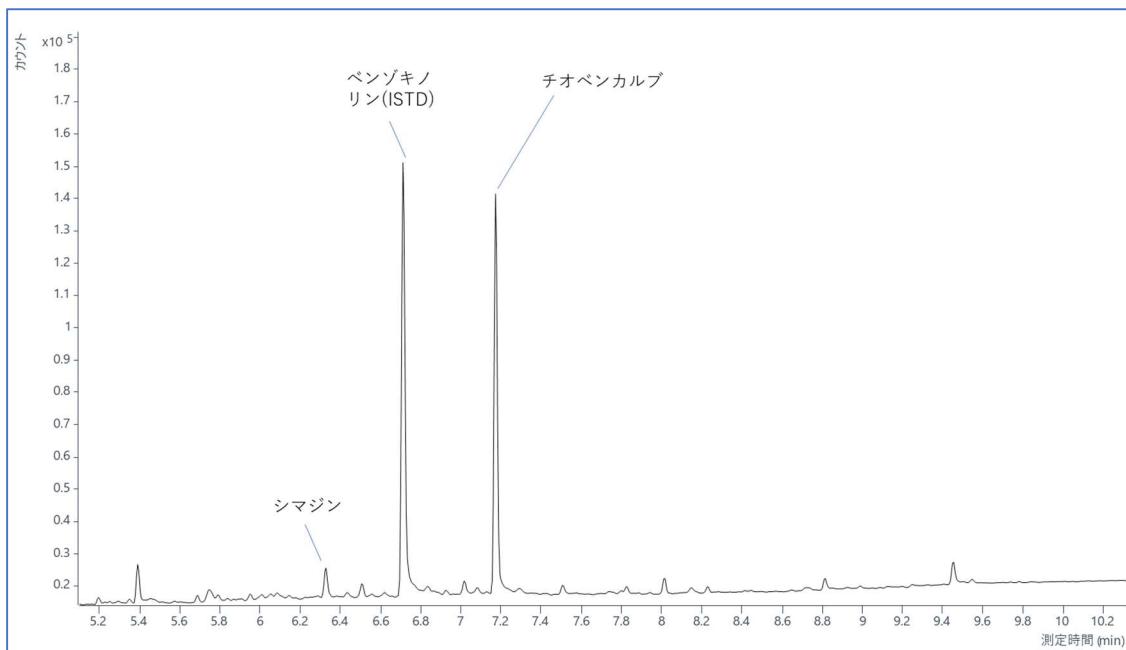


図 5.3.1 シマジン、チオベンカルブの TIC のクロマトグラム 1

5.3.2 測定条件「表 4.3 測定条件の例 2 (添加回収測定)」の No.2 の条件を用いた場合のクロマトグラム

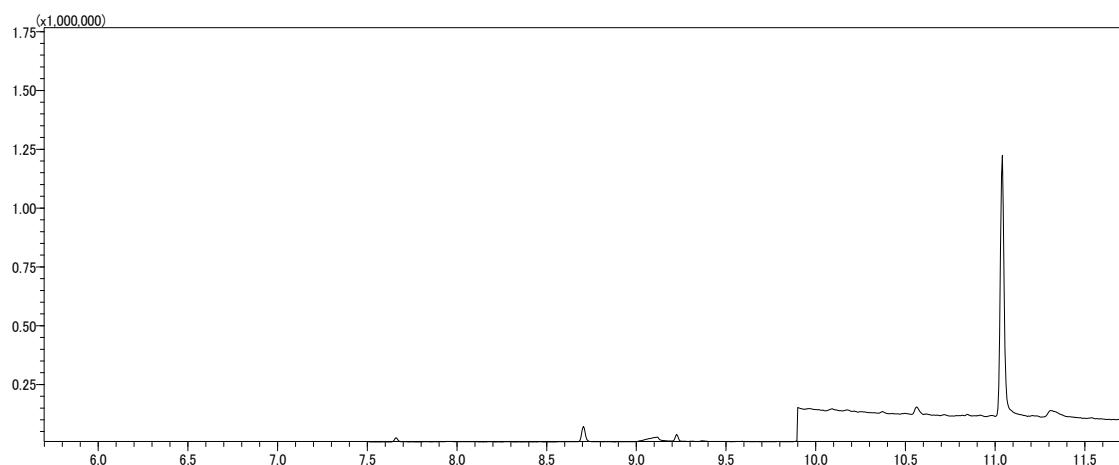


図 5.3.2 シマジン、チオベンカルブの TIC のクロマトグラム 2

5.3.3 測定条件「表 4.3 測定条件の例 2 (添加回収測定)」の No.3 の条件を用いた場合のクロマトグラム

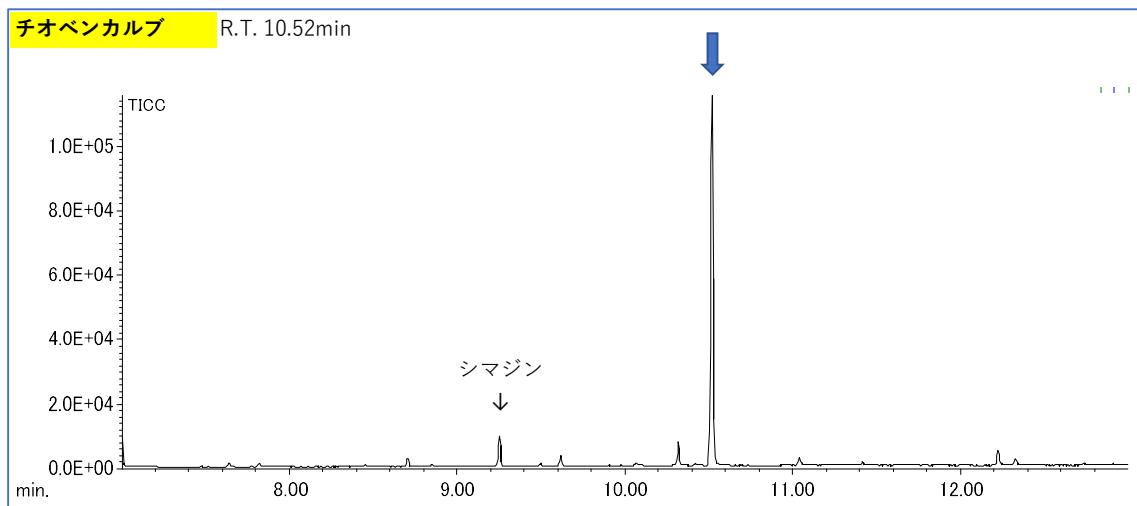


図 5.3.3 シマジン、チオベンカルブの TIC のクロマトグラム 3

5.3.4 測定条件「表 4.3 測定条件の例 2（添加回収測定）」の No.4 の条件を用いた場合のクロマトグラム

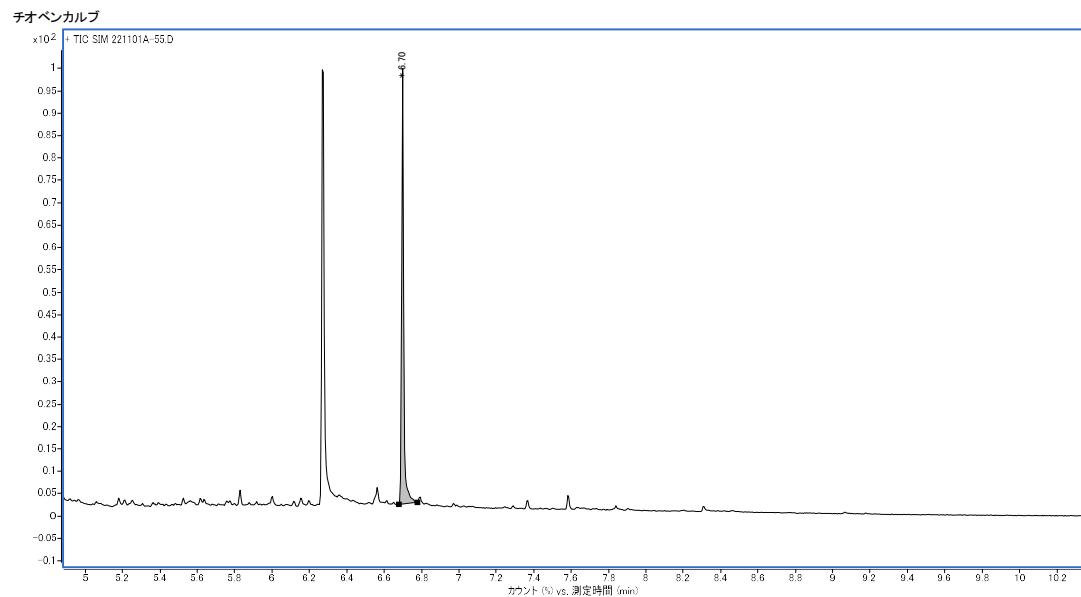
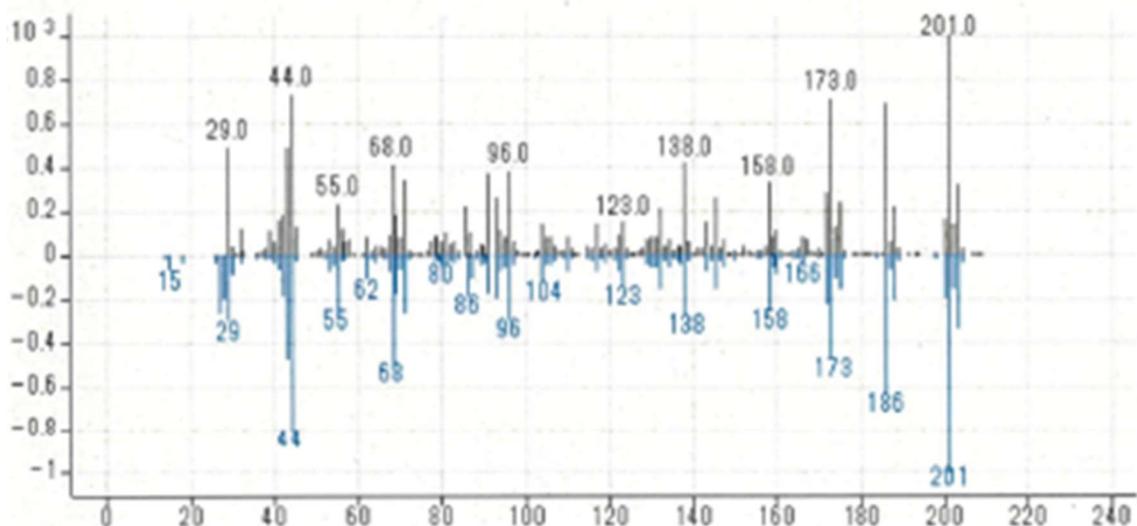


図 5.3.4 シマジン、チオベンカルブの TIC のクロマトグラム 4

参考資料 2：水素ガスキャリヤーを用いた際に得られるマススペクトルとライブラリ（ヘリウムガスキャリヤー使用を前提としている）との照合の結果



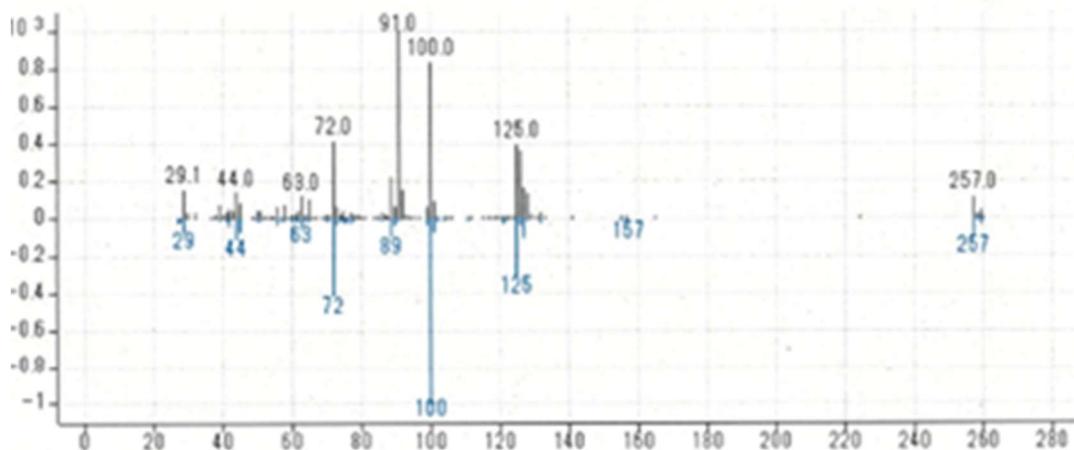
ライブラリ検索結果

| 化合物名 | 一致ファクタ | CAS# |
|-----------------------|--------|--------------|
| Simazine | 91.72 | 122-34-9 |
| Simazine | 91.58 | 122-34-9 |
| Simazine | 90.54 | 122-34-9 |
| Simazine | 85.47 | 122-34-9 |
| Simazine | 85.25 | 122-34-9 |
| 2-Chloro-4-ethyl... | 75.94 | 90952-64-0 |
| 1,3-Diethyl-4,5-b... | 71.43 | 1000193-14-8 |
| 1,3,5-Triazine-2,4... | 70.98 | 3140-74-7 |
| 3-Amino-5-chlor... | 70.10 | 1000410-95-1 |
| Tricyclo[7.3.0.0(3... | 69.79 | 1000160-30-6 |

図 5.3.5 その他のスペクトルの情報 1（ヘリウム測定のライブラリとの比較・シマジン）

上記の図 5.3.5 その他のスペクトルの情報 1（ヘリウム測定のライブラリとの比較・シマジン）で示されているのは、シマジンを水素ガスキャリヤーで測定したマススペクトル（上）とヘリウムガスキャリヤーを基に作成されている NIST ライブラリ（下）の照合例である。シマジンは水素ガスでもヘリウムガスでもスペクトルに大きな変化がないため、高い一致ファクタ（91.72）を示している。付表 6 が指定する質量数 201、186 又は 173 は

水素ガスでも同様に検出されている。



ライブラリ検索結果

| 化合物名 | 一致ファクタ | CAS# |
|-------------------|--------|------------|
| Benthiocarb | 79.55 | 28249-77-6 |
| Benthiocarb | 77.13 | 28249-77-6 |
| Benthiocarb | 77.06 | 28249-77-6 |
| Benzene, 1-chlor- | 71.37 | 95-49-8 |
| Benzene, 1-chlor- | 71.07 | 106-43-4 |
| Benzene, 1-chlor- | 70.92 | 108-41-8 |
| Benzene, 1-chlor- | 70.84 | 106-43-4 |
| Benzene, 1-chlor- | 70.82 | 108-41-8 |
| Benzene, 1-chlor- | 70.24 | 95-49-8 |
| Benzene, 1-chlor- | 69.96 | 108-41-8 |

図 5.3.6 その他のスペクトルの情報 2 (ヘリウム測定のライブラリとの比較・チオベンカルブ)

上記の図 5.3.6 その他のスペクトルの情報 2 (ヘリウム測定のライブラリとの比較・チオベンカルブ) で示されているのは、チオベンカルブを水素ガスキャリヤーで測定したマススペクトル (上) とヘリウムガスキャリヤーを基に作成されている NIST ライブラリ (下) の照合例である。シマジンと異なり、チオベンカルブは、水素ガスでは 91 や 126 などのスペクトルが検出されることから、一致ファクタが下がる (79.55) もの、検索リストの最上位の物質として一致していることを示している。付表 6 が指定する質量数 100、72 又は 125 は水素ガスでも同様に検出されている。ただし水素ガスキャリヤーでは 125 は不安定ということが分かっている。

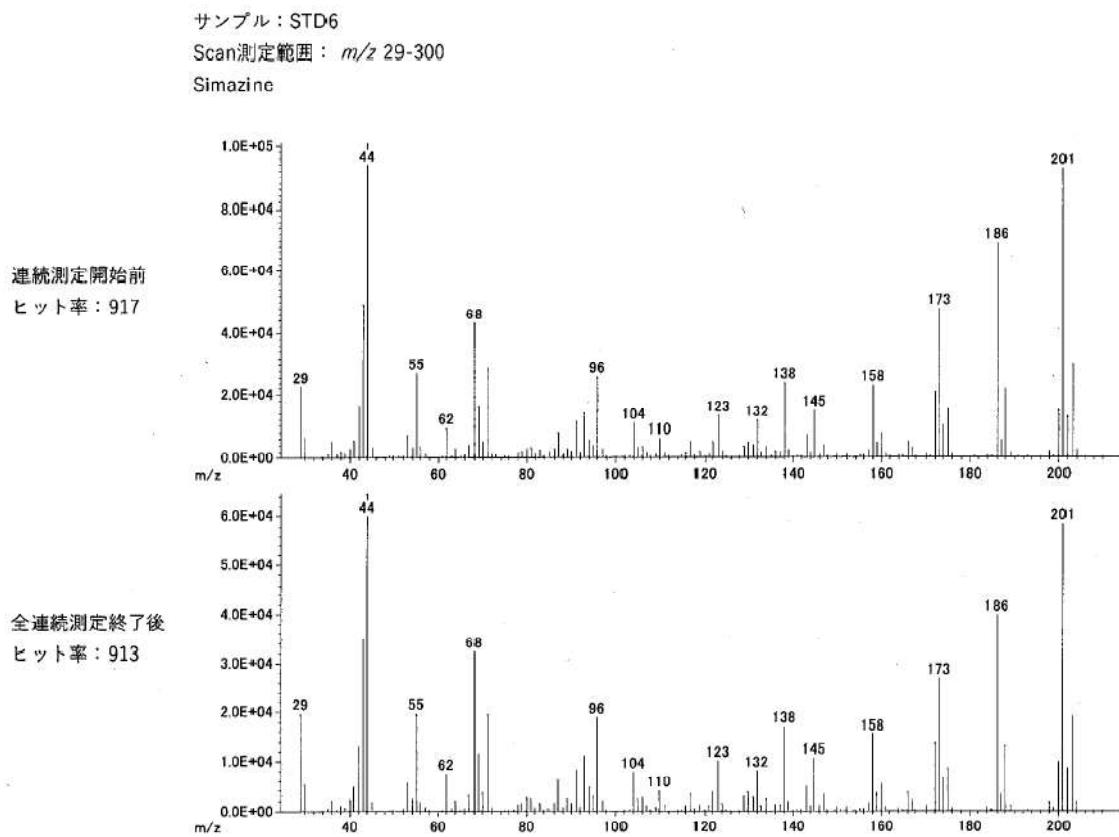


図 5.3.7 その他のスペクトルの情報3（ヘリウム測定のライブラリとの比較・シマジン）

上記の図 5.3.7 その他のスペクトルの情報3（ヘリウム測定のライブラリとの比較・シマジン）は、総測定数 224 回の連続測定の最初（上）と最後（下）で測定したシマジン標準物質のスペクトルの例。NIST ライブラリとの照合結果（ヒット率）は、双方ともに高水準で一致しており、連続測定の前後ではスペクトルは概ね変わらないことを示している。

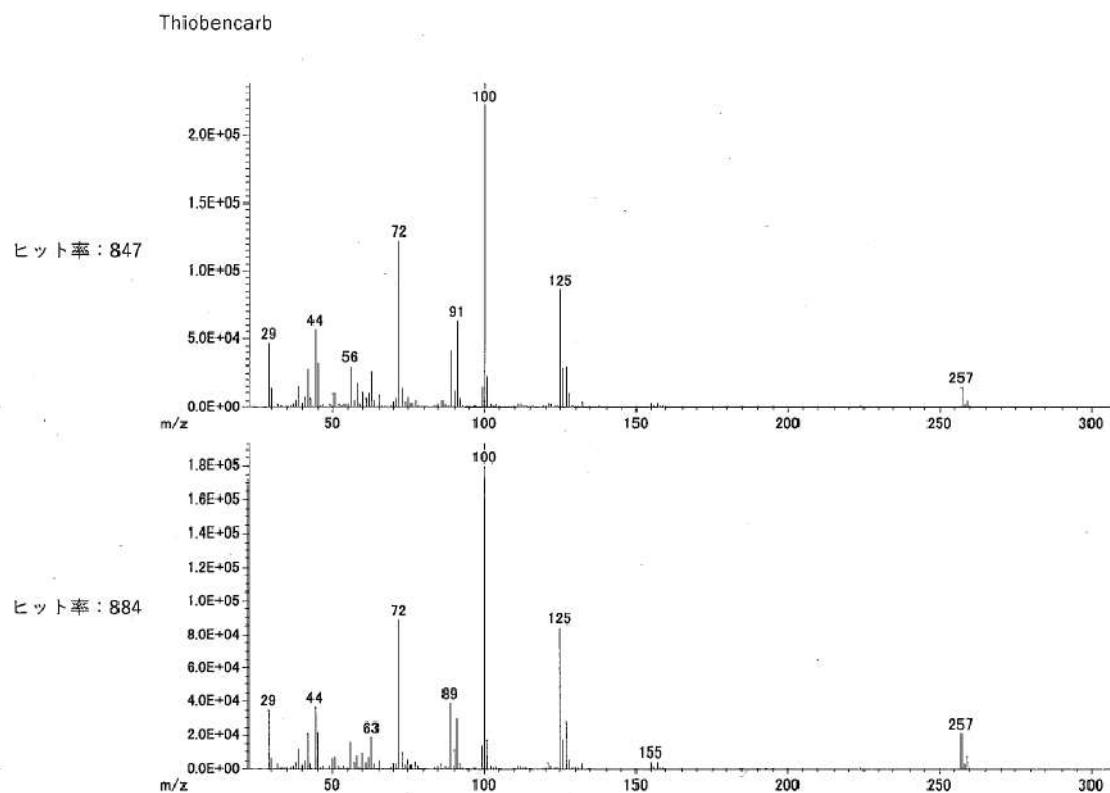


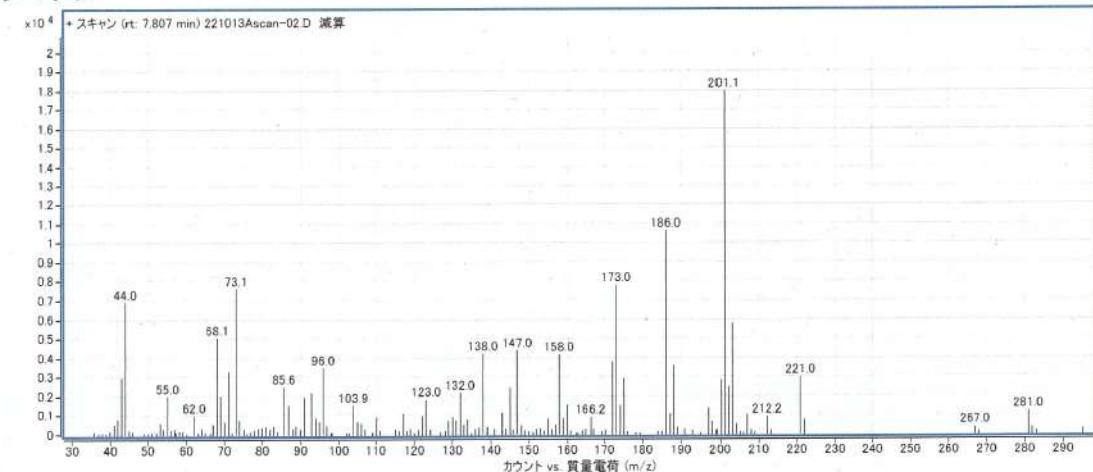
図 5.3.8 その他のスペクトルの情報 4 (ヘリウム測定のライブラリとの比較・チオベンカルブ)

同様に、上記の図 5.3.8 その他のスペクトルの情報 4 (ヘリウム測定のライブラリとの比較・チオベンカルブ) は、総測定数 224 回の連続測定の最初（上）と最後（下）で測定したチオベンカルブ標準物質のスペクトルの例。NIST ライブラリとの照合結果（ヒット率）は、双方ともに高水準で一致しており、89 や 91 等の検出にバラツキがあるものの、付表 6 で指定されている定量イオンや定性イオン（100、72）に大きな変化がないことを示している。ただし、125 についてはやや不安定になることが分かっており、安定している 72 の使用を推奨する。

参考資料3 ヘリウムガスキャリヤーと水素ガスキャリヤーによるマススペクトルの比較

ヘリウム条件

シマジン



水素条件

シマジン

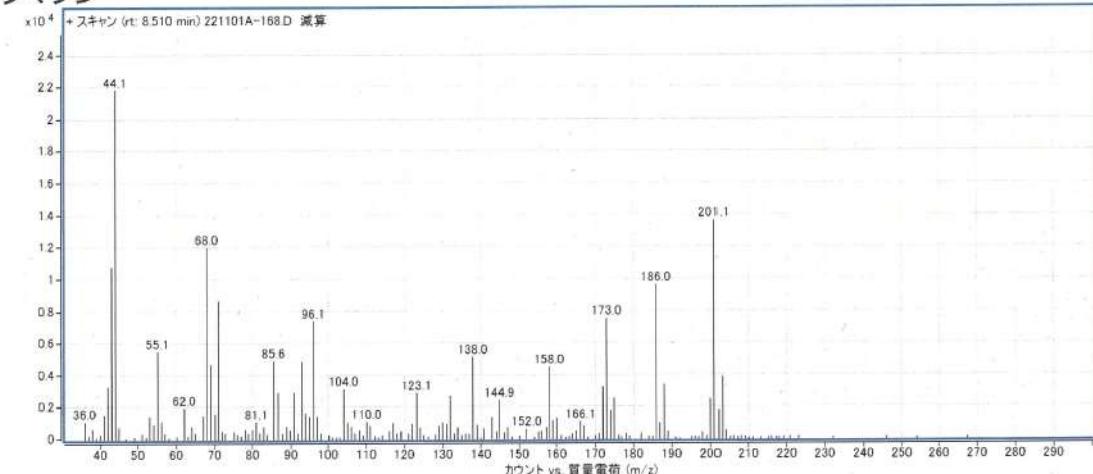
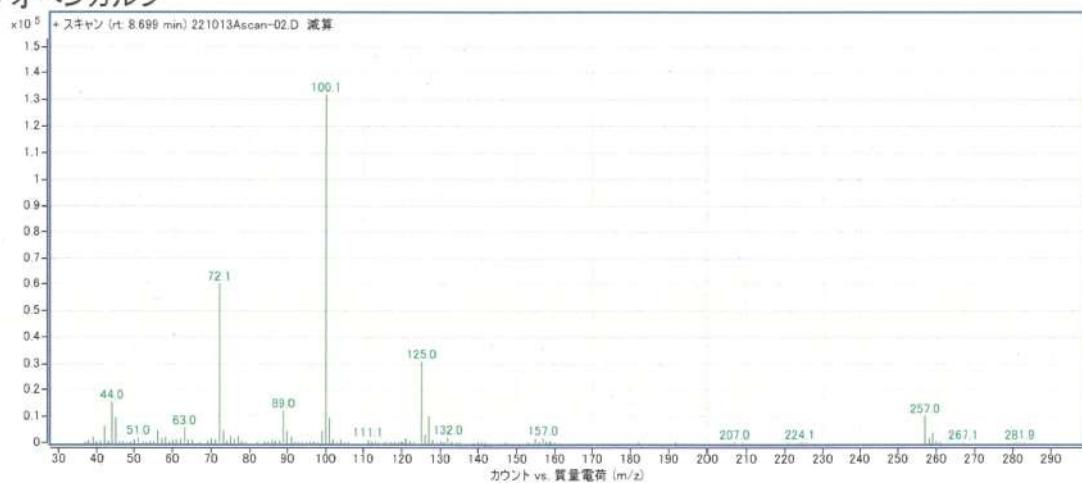


図 5.3.9 その他のスペクトルの情報5（ヘリウム実測定との比較・シマジン）

シマジンのヘリウムガス（上）と水素ガス（下）で測定した時のマススペクトルの比較。大きな変化がないことが分かる。

注）シマジンの質量数が 201 のため、それ以上の質量は評価しない。

ヘリウム条件
チオベンカルブ



水素条件
チオベンカルブ

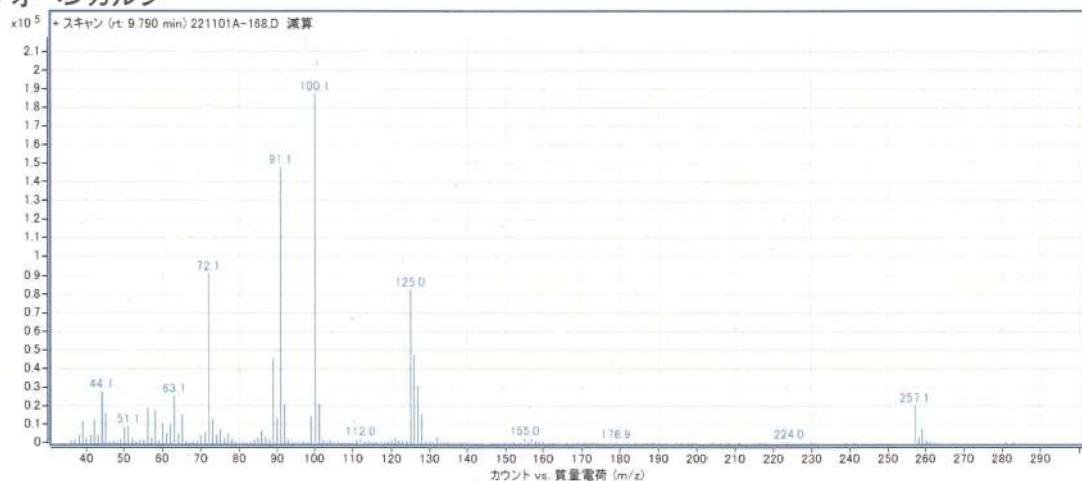


図 5.3.10 その他のスペクトルの情報 6 (ヘリウム実測定との比較・チオベンカルブ)

チオベンカルブのヘリウムガス（上）と水素ガス（下）で測定した時のマススペクトルの比較。水素ガス（下）では、91 や 125, 126 の強度に変化がみられる。

6. 水素ガス使用時の留意事項

6.1 供給元の漏洩に気を付ける

47L型の水素ガスボンベ（約7000L）を使用する場合、使用施設の容積にもよるが、最小爆発可能レベル（LEL 4.1%）に達するに十分な内容量である可能性があるため、急激なガス漏れを起こさないよう注意が必要となる。

- ・安全機能付超高純度水素ガス発生装置からの供給に切り替える
- ・供給ガス配管上に流量計を設置し、水素ガス消費状況をモニタリング

6.2 装置からの漏洩に気を付ける

装置へのガスの接続箇所からは、水素が漏れ出ている可能性があり、排気口（例：MSD真空排気口）からは常に水素が出ていることに留意すること。

- ・水素キャリヤーが漏洩する可能性がある、ないし排出する主な箇所
 - ① GC注入口（水素キャリヤー配管接続口）
 - ② ガス切り替えバルブ（水素キャリヤー配管接続口）
 - ③ P&T等付属設備との水素キャリヤー配管接続口
 - ④ P&T等のGC注入口（水素キャリヤートータルフロー流路）
 - ⑤ GC注入口のカラム接続口
 - ⑥ カラムキャリヤーガス流路
 - ⑦ MSDマニュホールド内（カラムキャリヤーガス出口）
 - ⑧ スプリットベント・セプタムページ（水素ガス出口）
 - ⑨ MSD真空排気口（キャリヤーガス排気口）
 - ⑩ P&T水素キャリヤーガス流路
(トランスマニホールド、バルブ類、トラップ(サンプル加熱脱着=デソーブ))
 - ⑪ 真空排気チューブ

漏洩事故防止対策としては以下のようなことが考えられる。

- ・水素ガス検知器の設置
- ・室内雰囲気検知器を部屋の天井等適切な場所に設置
- ・部屋が広い場合は、複数台制御できる指示警報器にガス検知器を複数台接続し漏洩監視
- ・局所吸引検知器を、オープン排気口やバルブ駆動箇所、水素キャリヤー排気口付近に吸引口（チューブ）をつなげて検知
- ・オープン内ガスセンサーで、GCオープン内のガスを吸引し検知
- ・検知器からのアラーム発報信号で、点灯／警音鳴動や供給電源遮断、電気的な切り替え（キャリヤーガス種変更や遮断弁作動）、メール送信（電話回線・LTE回線・社内メール等対応できる環境が必要）、ボンベ自身の元栓を締める（エアー駆動）等、制御切り替え

による安全対策装置を用いる

- ・塩素や硫黄を含む溶媒はサンプル希釈溶媒に使用しない

7. その他

7.1 使用する水素ガスの純度や水分

- ・水素ガス 99.99%の純度でもシマジンとチオベンカルブに関しては測定可能。ただし、不純物の多いガスの使用は、カラムの早期劣化を引き起こす可能性があり、他の物質等の異なる測定条件で使用した際に思わぬ妨害が生じる恐れがある
- ・水素ガス発生装置を使用する際は、原料が水である場合、十分に水分を除去すること

7.2 異なるマススペクトル

- ・水素キャリヤーによるマススペクトルは、ヘリウムキャリヤーと異なることがあることに留意する。測定が不安定となる m/z が存在する場合がある。不安定な m/z を選択すると測定の都度感度が変わり、測定値に影響を与える。また、この影響により NIST 等のライブラリの照合率が低下する物質があることに留意する
- ・重水素のサロゲート物質を使用する場合、キャピラリーカラム内で重水素が水素に置換されることがあるため注意が必要

7.3 その他

- ・測定感度はヘリウムに比べて低くなる傾向にある
- ・リーディングやテーリングが起こり易くなる傾向にある
- ・水素ガスとそれ以外のガスで配管を共有することは、測定に影響を及ぼす可能性がある

8. 各種連絡先

表 8.1 試薬提供元の連絡先

| 物質名 | 名称 | 品質 | 提供メーカー |
|---------|------------|--|--|
| シマジン | シマジン標準液 | 1000μg/mL in Acetone/ N,N-Dimethylformamide (95 : 5) 1mL | ジーエルサイエンス株式会社 担当者：石井一行 〒358-0032 埼玉県入間市狭山ヶ原 237-2 TEL : 04-2934-1100 FAX : 04-2934-3361 e-mail : kazuyuki@gls.co.jp URL : https://www.gls.co.jp/ |
| チオベンカルブ | チオベンカルブ標準品 | 残留農薬試験用 100mg | 富士フィルム和光純薬株式会社 担当者：水井 浩司 〒103-0023 東京都中央区日本橋本町 2-4-1 日本橋本町東急ビル TEL : (03)3270-9130 e-mail : koji.mizui@fujifilm.com URL : http://ffwk.fujifilm.co.jp/ |

表 8.2 固相カラム提供元の連絡先

| | 名称 | 品質 | 提供メーカー |
|-------|-----------------------|-----------|---|
| 固相カラム | Bond Elut Plexa | 200mg,6mL | アジレント・テクノロジー株式会社 担当者：GC・GC/MS アプリケーショングループ 〒192-8510 東京都八王子市高倉町 9 番 1 号 TEL : (0120)477-111 FAX : (042)660-4854 e-mail : email_japan@agilent.com URL : https://www.chem-agilent.com/index.php |
| | InertSep Slim-J PLS-3 | 230mg | ジーエルサイエンス株式会社 担当者：石井 一行 〒358-0032 埼玉県入間市狭山ヶ原 237-2 TEL : 04-2934-1100 FAX : 04-2934-3361 e-mail : kazuyuki@gls.co.jp URL : https://www.gls.co.jp/ |
| | Presep C-Agri | 220mg | 富士フィルム和光純薬株式会社 担当者：水井 浩司 〒103-0023 東京都中央区日本橋本町 2-4-1 日本橋本町東急ビル |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | TEL : (03)3270-9130 e-mail : koji.mizui@fujifilm.com URL : http://ffwk.fujifilm.co.jp/ |
|--|--|--|--|

表 8.3 GC-MS 提供元の連絡先

| 測定機器 | 部品 | 型式 | 提供メーカー |
|------|----------|----------------------------|---|
| | GC-MS | Agilent 8890 / 5977 | アジレント・テクノロジー株式会社 担当者 : GC・GC/MS アプリケーショングループ 〒192-8510 東京都八王子市高倉町 9 番 1 号 TEL : (0120)477-111 e-mail : email_japan@agilent.com URL : https://www.chem-agilent.com/index.php |
| | GC-MS | ISQ7000 | サーモフィッシュャーサイエンティフィック株式会社 担当者 : 山本 五秋 〒221-0022 住所 : 神奈川県横浜市神奈川区守屋町 3-9 TEL : (0120)753-670 e-mail : itsuaki.yamamoto@thermofisher.com URL : www.thermofisher.com |
| | GC-MS | GCMS - QP2020 NX | 株式会社島津製作所 分析計測事業部 ライフサイエンス事業統括部 MSBU プロダクトマネージャー 担当者 : 近藤 友明 住所 : 〒604-8511 京都市中京区西ノ京桑原町 1 TEL : 075-823-1334 E-mail: kon_tomo@shimadzu.co.jp |
| | GC-MS-MS | ※ GC-MS-MS 活用のため省略 | 日本ウォーターズ株式会社 担当者 : シエリーチョウ 〒140-0001 住所 : 東京都品川区北品川 1 丁目 3 番 12 号 第 5 小池ビル TEL : (03)3471-7191 e-mail : jp_info@waters.com URL : https://www.waters.com/nextgen/jp/ja.html |
| | GC-MS | Agilent 8890 / JMS-Q1600GC | 日本電子株式会社 営業担当 : 科学・計測機器営業本部 SI 販売促進室 MS グループ (山本敏人) 〒100-0004 住所 : 東京都千代田区大手町 2-1-1 大手町野村ビル 13 階 TEL : (03)6262-3575 FAX : (03)6262-3577 |
| | GC-MS | JMS-K9 | |

| | | | |
|--|--|--|---|
| | | | e-mail : toyamamo@jeol.co.jp URL : https://www.jeol.co.jp/ 技術担当 : 総合コールセンター TEL : 0120-134-788 (フリーダイヤル) FAX : 0120-734-788 (フリーダイヤル) |
|--|--|--|---|

表 8.4 キャピラリーカラム提供元の連絡先

| キャピラリーカラム | 名称 | 形状 | 提供メーカー |
|-----------|------------------|--|---|
| | DB-5MS UI | 20m×0.18mm×0.18μm 30m×0.25mm×0.25μm | アジレント・テクノロジー株式会社 担当者 : GC・GC/MS アプリケーショングループ 〒192-8510 東京都八王子市高倉町 9 番 1 号 TEL : (0120)477-111 FAX : (042)660-4854 e-mail : email_japan@agilent.com URL : https://www.chem-agilent.com/index.php |
| | InertCap 5MS/Sil | 20m×0.18mm×0.18μm 30m×0.25mm×0.25μm | ジーエルサイエンス株式会社 担当者 : 石井 一行 〒358-0032 埼玉県入間市狭山ヶ原 237-2 TEL : 04-2934-1100 FAX : 04-2934-3361 e-mail : kazuyuki@gls.co.jp URL : https://www.gls.co.jp/ |
| | BP5MS | 20m×0.18mm×0.18μm 30m×0.25mm×0.25μm | トレイジヤンサイエンティフィックジャパン株式会社 担当者 : 井出 武義 〒231-0011 神奈川県横浜市中区太田町 6-85 RK CUBE 3F TEL : (045)222-2885 FAX : (045)222-2887 e-mail : tide@trajanscimed.com URL : https://trajan-info.jp/ |
| | SH-I-5Sil MS | 20m×0.18mm×0.18μm 30m×0.25mm×0.25μm | 株式会社島津製作所 分析計測事業部 ライフサイエンス事業統括部 MSBU プロダクトマネージャー 担当者 : 近藤 友明 住所 : 〒604-8511 京都市中京区西ノ京桑原町 1 TEL : 075-823-1334 E-mail: kon_tomo@shimadzu.co.jp |
| | TG-5SilMS | 20m×0.18mm×0.18μm 30m×0.25mm×0.25μm | サーモフィッシュシャーサイエンティフィック株式会社 担当者 : 山本 五秋 |

| | | |
|--|----------------|--|
| | | <p>〒221-0022 住所：神奈川県横浜市神奈川区守屋町 3-9 TEL : (0120)753-670 e-mail : itsuaki.yamamoto@thermofisher.com URL : www.thermofisher.com</p> |
| | Rxi-5Sil MS | <p>20m×0.18mm×0.18μm 30m×0.25mm×0.25μm</p> <p>Restek 株式会社 担当者：海老原 卓也 〒103-0024 東京都中央区日本橋小舟町 8-6 H1O 日本橋小舟町 804 TEL : (03) 6264-8588 e-mail : takuya.ebihara@restek.com URL : https://www.restek.com/ja/</p> |

表 8.5 配布試料作製担当の連絡先

| | 担当事業所 |
|-------------|--|
| 配布試料作製担当事業所 | <p>いであ株式会社 担当者：久米 智久 〒154-8585 東京都世田谷区駒沢三丁目 15-1 TEL : (03)4544-7609 FAX : (03)4544-7707 e-mail : kume@ideacon.co.jp URL : https://www.ideacon.co.jp/</p> |

表 8.6 前処理担当の連絡先

| | 担当事業所 |
|----------|---|
| | <p>株式会社環境管理センター 担当者：竹内 英樹 〒266-0031 千葉県千葉市緑区おゆみ野 5-44-3 TEL : (043)300-3318 FAX : (043)300-3312 e-mail : htakeuchi@kankyo-kanri.co.jp URL : https://www.kankyo-kanri.co.jp/</p> |
| 前処理担当事業所 | <p>中外テクノス株式会社 技術担当者：堀井 一 〒267-0056 千葉県千葉市緑区大野台 2-2-1 6 TEL : (043)295-1105 FAX : (043)295-2217 e-mail : k.horii@chugai-tec.co.jp</p> |
| | <p>一般財団法人三重県環境保全事業団 担当者：古川 浩司 〒510-0304 三重県津市河芸町上野 3258 番地</p> |

| | |
|--|--|
| | TEL : (059)245-7508 FAX : (059)245-7516 e-mail : furukawa1@mec.or.jp URL: https://www.mec.or.jp/index.php/k_bunseki/ |
|--|--|

表 8.7 水素ガス関連供給事業所の連絡先

| 水素ガス関連供給事業所 | 事業所 |
|-------------|---|
| | 株式会社エアーテック 担当者：小林 未帆 〒223-0058 横浜市港北区新吉田東 3-30-13 TEL : (045)593-8265 FAX : (045)590-0685 e-mail : kobayashi@airtech-corp.com URL : https://airtech-corp.com/ |
| | 金陵電機株式会社 担当者：上田 透 〒532-0033 大阪府大阪市淀川区新高 3 丁目 3-11 TEL : (06)-6394-1161 e-mail : touru_ueda@kinryo-electric.co.jp URL : https://kinryo-electric.co.jp/ |
| | 高压ガス工業株式会社 担当者：櫻井 隆 〒110-0011 東京都千代田区内幸町 1 丁目 2 番 1 号 日土地内幸町ビル 9 階 TEL : (03)3595-3122 FAX : (03)3595-3121 e-mail : sakurai-ta@koatsugas.co.jp |
| | ピークサイエンティフィックジャパン株式会社 担当者：鈴木 義昭 〒107-0061 東京都港区北青山 2-7-26Landwork 青山ビル 9F TEL : (03)6864-0468 FAX : (03)6862-9111 e-mail : ysuzuki@peakscientific.com URL: https://www.peakscientific.jp/ |

表 8.8 その他の連絡先

| 団体名 | 担当者名 | 住所 | 電話番号 | メールアドレス |
|--------------------------|-------|-----------------------------------|--|---|
| 一般社団法人 日本環境測定 分析協会 | 須藤 欣一 | 〒134-0084 東京都江戸川区 東葛西 2-3-4 | TEL : (03)3878-2811 FAX : (03)3878-2639 | ksudo@jemca.or.jp URL : https://www.jemca.or.jp/ |
| ヘリウム代替 | 委員長 : | 同上 | 同上 | yshibata@nies.go.jp |

| | | | | |
|---------------------|---|-----------------------------------|--|--|
| ガス研究委員会 | 柴田 康行 副委員長： 鈴木 規之 (一般社団法人日本環境化学会) 顧問： 松村 徹 | | | shibata_yasuyuki@adm.in.tus.ac.jp nsuzuki@nies.go.jp URL： https://www.jec.or.jp/index.shtml mtm19115@ideacon.co.jp |
| 委員会事務局 (いであ株式会社) | 久米 智久 | 〒154-8585 東京都世田谷区 駒沢 3-15-1 | TEL : (03)4544-7609 FAX : (03)4544-7707 | kume@ideacon.co.jp URL： https://www.ideacon.co.jp/ |

※ 以上、敬称略

発行履歴

| 版 | 発行年月 | 備考 |
|-----|---------|-------------------------|
| 第一版 | 2023年5月 | 初版 |
| 第二版 | 2025年3月 | 一部の名簿、連絡先、広告の差し替えと誤字の修正 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

一般社団法人日本環境測定分析協会
一般社団法人日本分析化学会
ヘリウム代替ガス研究委員会 事務局

ヘリウム供給問題はアジレントにお任せ！ 水素キャリアガスでサステナブルにも貢献！

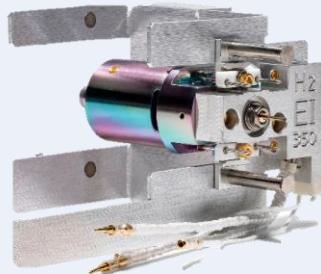
新製品 HydroInertイオン源搭載GC/MSシステム 5977C, 7000E
超高感度イオン源搭載7010D

水素キャリアガスはヘリウム供給不足の対策や脱炭素化のサステナブルな分析を実現します。
新製品GC/MSシステムはサステナブルな分析に最適です。



(左) 新製品 Agilent 5977C (シングル四重極)
(右) 新製品 Agilent 7000E/7010D (トリプル四重極)

- スマートアラート対応
- リークチェックアシスト機能 (トリプル四重極のみ)
- 新たなMRM測定モード追加 (トリプル四重極のみ)
- ACT label (グリーン購入を促進するための環境負荷の掲示)
- **HydroInertイオン源追加** -----



HydroInertイオン源

- イオン源内部での反応を抑制
- 既存マススペクトルライブラリへの一致率の改善
- 一部ピーク形状の改善
- 従来のイオン源と付け替えて使用可能

水素キャリアガスに関するアプリケーションとウェビナー

水素などの代替キャリアガスへメソッド移行するためのポイントやアプリケーションをオンデマンドウェビナーでお届けしています。検索エンジンにて **アジレント ヘリウム** で検索して下記をクリックしてください。

- GC、GC/MS 分析におけるヘリウムガス消費量削減と代替ガスの最新ソリューションのウェビナーはこちら

GC/MSの代替キャリアガスへのメソッド移行時のポイントとノウハウ

2022年4月開催水道水質ウェビナーでの講演分

聴講時間： 13分

[聴講する](#)

各 GC 検出器および試料導入装置における代替キャリアガスの選択ガイド

2022年7月開催 GC, GC/MS ユーザー向けの代替キャリアガスに関するウェビナーでの講演分

聴講時間： 25分

[聴講する](#)

これから水素キャリア GC/MS 分析を始めたい方が知っておきたいポイント

2022年7月開催 GC, GC/MS ユーザー向けの代替キャリアガスに関するウェビナーでの講演分

聴講時間： 18分

[聴講する](#)

GC・GC/MS キャリアガスの適切な使い分けと変更のためのポイント

2022年7月開催 香気分析ウェビナー2022での講演分

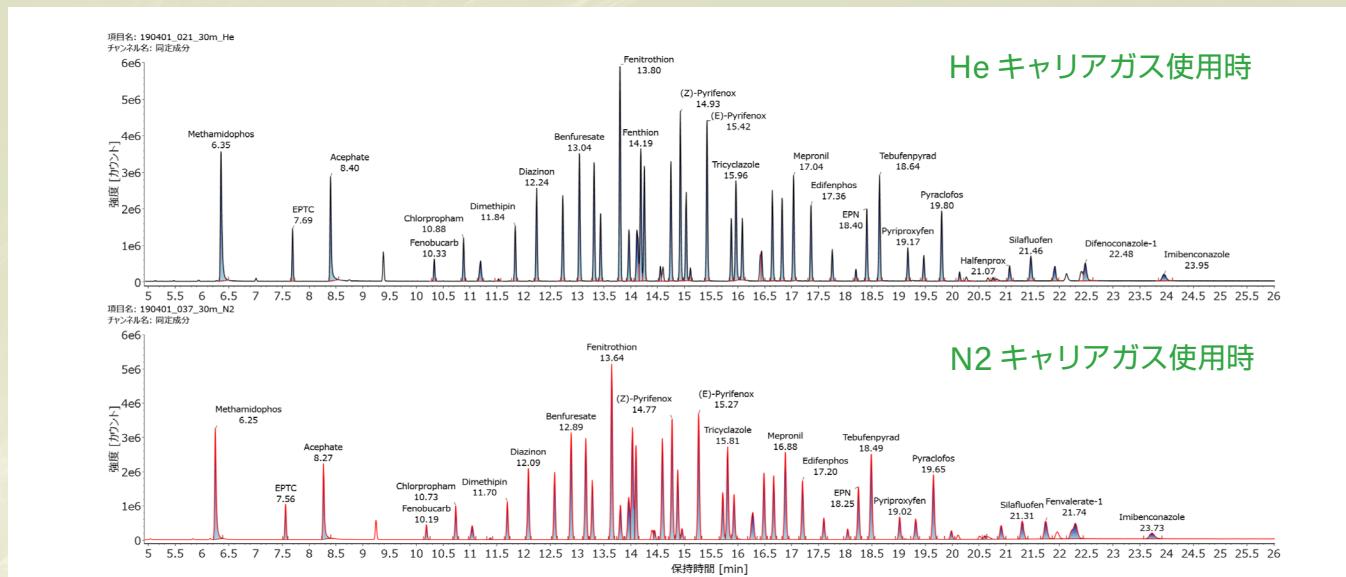
聴講時間： 38分

[聴講する](#)



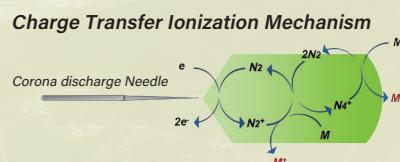
QRコードはこちら

APGC：大気圧ガスクロマトグラフィー 窒素キャリアガスを用いた高感度 GC-MS/MS 分析

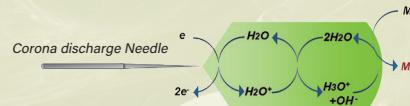


APGC の特長

- 窒素キャリアガスを用いた場合でも高感度
- ソフトイオン化法による高感度・高選択性
- 真空解除せず LC-MS \leftrightarrow GC-MS 切替
- 汚れにくいイオン源、容易なメンテナンス
- 豊富な国内導入実績



Protonation Ionization Mechanism



大気圧ガスクロマトグラフィー (APGC) の詳細はこちらから
www.waters.com/APGC
QRコードからご覧いただけます。

Hydrogen Generators

NM-Plus / PG-Plus Series



NM-Plus Series

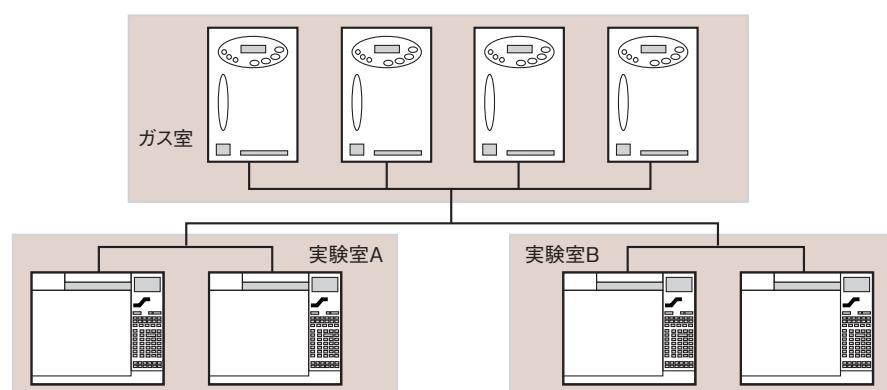
超高純度水素ガス発生装置 NM-Plus / PG-Plusシリーズ

NM-Plusシリーズ、PG-Plusシリーズは、ガスクロマトグラフのキャリアガスやFID用燃焼ガス等、超高純度水素を必要とする分析装置のために開発されました。水素キャリアはGC分析における高速高分離分析を実現にさせる最も近い手法です。

NM-Plusシリーズ、PG-Plusシリーズは、超高純度水素ガスを手軽に安全に発生させることができます。

特徴

- 最大流量 : 100~1350mL/min.
- 純度 99.99996% (PG-Plusシリーズは、純度 99.9996%) 以上の水素ガスを安定供給できます。キャリアガス・燃焼用ガスとして最適です。
- 電解セルにソリッドポリマーメンブレン (PEM) を使用しています。
また、乾燥剤不要のドライヤーを使用しているため、メンテナンスフリーです。
- 各種アラーム機能や自動停止機能を搭載しており、設定外の操作でエラーが発生した場合、また何か装置内外でエラーが発生した際に自動停止します。
- 振動センサーを内蔵しており、地震等の振れを検知した際に自動停止します。
- オプションで、複数台連結、RS-232Cでの外部接続・PC接続など、多様な使用方法もご用意しております。
- 認定サービスマンが全国対応。安心してお使いいただけます。



AIR-TECH

ガスクロマトグラフ水素キャリアガス分析

安全安心対策

ガス警報器連動電源遮断装置

キッチンとみはる君

～分析室内 & GCオープン内

水素ガス漏洩検知～

水素ガス検知器からの警報信号を受信



★ 水素ガス発生装置への電源を遮断

★ キャリアガスのガス種を切替

★ 「ノースタート信号」を発報

GC Not Ready状態に

☆ アジレント・テクノロジー社製以外のガスクロマトグラフは、別途ご相談願います。



HIGH PURITY HYDROGEN GAS

◆用途

- GC(ガスクロマトグラフィー分析計)のキャリアガス
- FID(全炭化水素分析計)等の燃焼材用ガス
- ICP(金属分析)等のキャリアガス

◆スペック

- UP 1 : 99.99999 vol %
- UP 2 : 99.99995 vol %

◆容器

- 47L容器 : 14.7 MPa(圧力) 7 m³(充填)
- 口 金 : W22×14山 左ネジ
- 脱着キャップ、ハンドルバルブ

PRESSURE REGULATOR

◆特長

- 理化学機器に特化した、高品位の圧力調整器で、可燃性ガスを安定した圧力と流量で供給できるよう設計されています

◆スペック

- HP-1S : 1段減圧 供給圧 0-0.9MPa
- HP-2S : 2段減圧 供給圧 0-0.6MPa
- ステンレス製



CABINET

◆特長

- 本製品は高圧ガス保安法例示基準にて定められているシリンダーキャビネットに対応した簡易的なフロー・構造で実現しています。

◆スペック

- 適応ガス : 水素ガス・可燃性ガス
- 軽装用ガス : 炭酸ガスカートリッジミニボンベ
- 収納容器 : 47L又は10L 1本
- オプション : ガス検知器・警報制御装置

お問い合わせ

高圧ガス工業株式会社 ガス開発部 特殊ガス課

東京事務所 東京都千代田区内幸町1丁目2番1号 日土地内幸町ビル9階

滋賀営業所 滋賀県東近江市五個荘川並368番地

ホームページ <http://www.koatsugas.co.jp>

TEL 03-3404-7576

TEL 0748-48-6222

InertCap Fast GC カラム

キャリヤーガスを水素に変更する場合、ヘリウムや窒素に比べてカラム

ヘッド圧が低下し、流量の制御が不安定になる恐れがあります。

この問題には、カラムの内径を細くすることで対応できます。

InertCap Fast GC カラムは、カラム内径を 0.18 mm に細くすることで、

カラム長を短くしても同等の分離性能を得られる、GC および GC/MS

用キャピラリーカラムです。

これにより、安定したヘッド圧を確保しつつ高精度の結果を短時間で

得られるため、分析作業の効率化とコスト削減の両立を実現します。



キャピラリーカラムの内径、膜厚の関係(相比)

InertCap Fast GC カラムに変更する場合、キャピラリーカラムの内径、膜厚の関係(相比)がカラム選定の目安となります。

また内径を細くすることで、1 mあたりの理論段数が上がるため、長さを短くすることができます。

変更例 1)

0.25 mmI.D. df=0.25 μm 0.18 mmI.D. df=0.18 μm

相比 250

相比 250

変更例 2)

0.25 mmI.D. df=0.40 μm 0.18 mmI.D. df=0.28 μm

相比 156

相比 161

| 内径(mm) | 膜厚(μm) | | | | |
|--------|---------------------|------|------|-----|-----|
| | 0.18 | 0.25 | 0.28 | 0.4 | 1 |
| 0.18 | 250 | 180 | 161 | 113 | 45 |
| 0.25 | 347 | 250 | 223 | 156 | 63 |
| 0.32 | 444 | 320 | 286 | 200 | 80 |
| 0.53 | 736 | 530 | 473 | 331 | 113 |



InertCap Fast GC
製品ホームページ

LEAK DETECTOR LD249

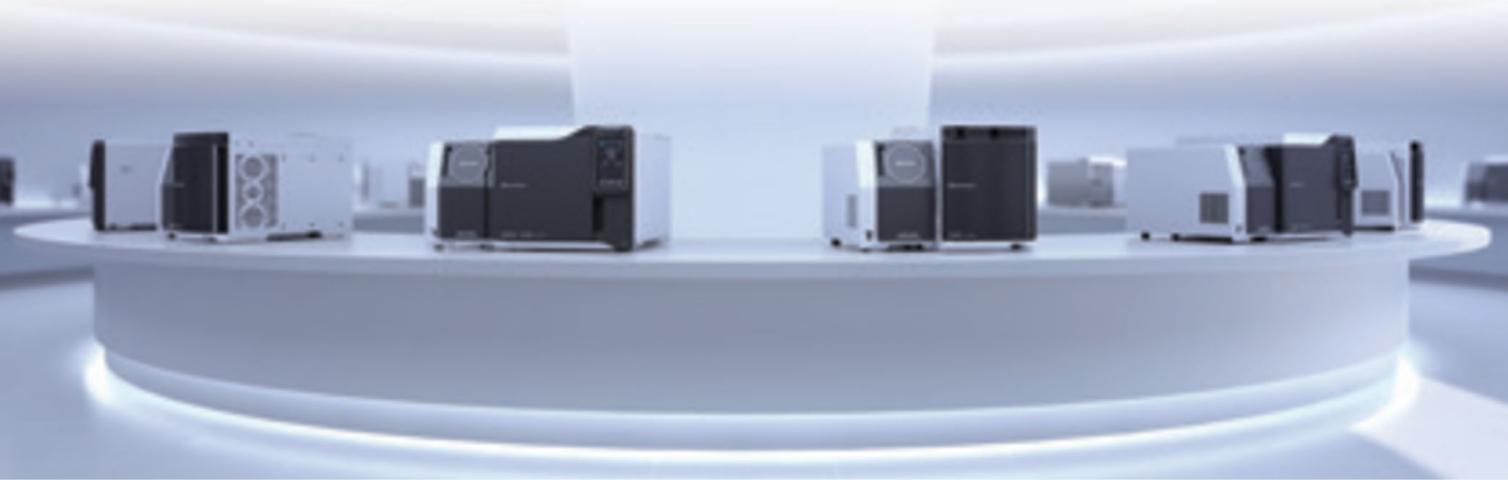


空気との熱伝導度の差が大きいヘリウムや二酸化炭素だけでなく、熱伝導度の差が小さく検出が難しい窒素も検出可能です。

ガス漏れを検知した場合、リークレベルに応じて画面に 3 段階の色で表示されるため、視認性が高く、一目でガス漏れの有無を判断できます。



LEAK DETECTOR
製品ホームページ



ガスクロマトグラフ質量分析計

GCMS-QP2050

Excellence Redefined

分析業務を取り巻く事業環境やニーズは時代とともに大きく変わってきています。GCMS-QP2050は、島津製作所が誇る技術を集約した、これからも時代をリードする新世代のガスクロマトグラフ質量分析計です。圧倒的な信頼性と安定性を誇るハードウェアと、優れた操作性と卓越した自動化技術を搭載したソフトウェアにより、新しい価値を提供します。

詳しい製品情報はこちら



会員制サイトにてWebinarの配信・セミナー資料を公開しています

ヘリウムガスの削減方法や代替キャリアガスをご紹介するWebinarやセミナー資料を公開しています。ログインしてご覧ください。

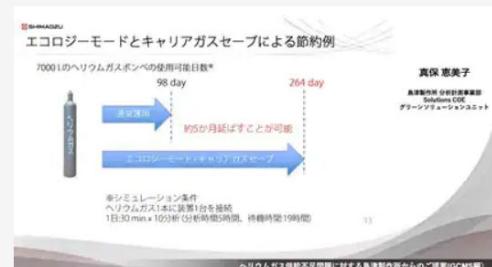
※視聴や資料のダウンロードにはMy SHIMADZU for Analyticalへの会員登録が必要です

GC



セミナー資料 GC編

GCMS



セミナー資料 GCMS編



超ローブリード GC/MS 用カラム BP5-MS

製品特徴

- GC-MS 分析に最適です。
- 汎用 MS 分析用に最適化されたシリフェニレン構造

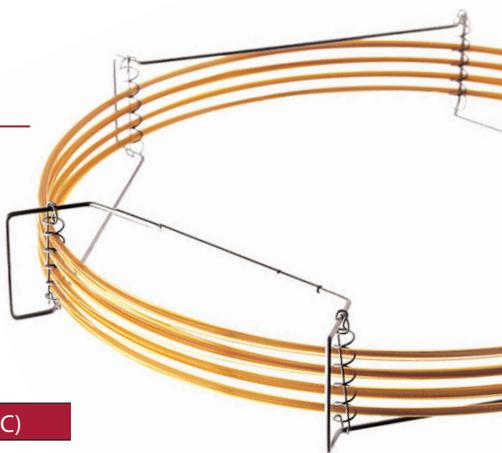
製品仕様

5% フェニルポリシリフェニレンシロキサン

他社相当品 : DB-5ms, ZB-5ms, Rxi-5SilMS, VF-5ms, CP-Sil 8 CB.

| Part No. | 内径 (mm) | 膜厚 (μm) | 長さ (m) | 使用温度範囲 (°C) |
|----------|---------|---------|--------|-------------------|
| 054301 | 0.18 | 0.18 | 20 | -40 °C to 330/350 |
| 054310 | 0.25 | 0.25 | 30 | |

※他のカラムサイズも用意しております。



CRS ガス精製フィルター

ZPure™

高純度ガスは、ガスクロマトグラフィー、分光法、光学、リソグラフィー、製造および分析ラボ等における多くのアプリケーションにおいて重要な要件です。ZPure™ ガスフィルターは、広範囲の汚染物質を微量レベルまで除去します。



推奨アプリケーション

不活性ガス、He、Ar、N₂、H₂ の精製に使用できるため、GC および GC/MS キャリアガスラインでの使用に最適です。

また、酸素、水、炭化水素(ブタンより重い)を含まない超高純度ガスを必要とするアプリケーションにご使用いただけます。

| 除去対象物質 | 容量 cc | 除去容量 (標準 - 最大) | 性能 ppb | 最大圧力 psi (MPa) | 流量 (標準 - 最大) mL/min | 本体サイズ cm | 接続サイズ | 接続金具材質 | Part No. | | | | | |
|--|-------|---|---|----------------|---------------------|----------|-------|-----------|------------|--|--|--|--|--|
| ZPure™ PolyGas I (ステンレスボディ) | | | | | | | | | | | | | | |
| 酸素 (O ₂)/ 水分 (H ₂ O)/ 炭化水素 (HC) | 130 | O ₂ : 178 - 301 cc H ₂ O: 2.8 - 4.3 g HC: 3.75 - 12.5 g | O ₂ < 5 H ₂ O < 20 HC < 5 | 1,000 (6.9) | 320 - 1,000 | 3.2 x 28 | 1/4" | ステンレス | 202286-SS | | | | | |
| | | | | | | | 真鍮 | 202286-B | | | | | | |
| | | | | 200 (1.37) | 1,200 - 3,900 | 5 x 35 | 1/8" | ステンレス | 202285-SS | | | | | |
| | | | | | | | 真鍮 | 202285-B | | | | | | |
| | 500 | | | | | | 1/4" | ステンレス | 202286D-SS | | | | | |
| | | | | | | | 真鍮 | 202286D-B | | | | | | |
| | | | | | | | 1/8" | ステンレス | 202285D-SS | | | | | |
| | | | | | | | 真鍮 | 202285D-B | | | | | | |

ZPure™ Glass PolyGas I (ポリカーボネート製シェル付きダブルシールガラスボディ)

インジケーター搭載 : O₂: 緑から灰色, H₂O: 青から薄茶色, HC: なし (高感度水分インジケーター使用)

| 除去対象物質 | 容量 cc | 除去容量 (標準 - 最大) | 性能 ppb | 最大圧力 psi (MPa) | 流量 (標準 - 最大) mL/min | 本体サイズ cm | 接続サイズ | 接続金具材質 | Part No. |
|--|-------|--|---|----------------|---------------------|------------|-------|----------|-----------|
| ZPure™ Glass PolyGas I (ポリカーボネート製シェル付きダブルシールガラスボディ) | | | | | | | | | |
| 酸素 (O ₂)/ 水分 (H ₂ O)/ 炭化水素 (HC) | 38 | O ₂ : 80 cc H ₂ O: 1.4 g HC: 1.0 g | O ₂ < 5 H ₂ O < 20 HC < 5 | 160 (1.10) | 200 - 400 | 3.8 x 26.3 | 1/4" | ステンレス | 202315-SS |
| | | | | | | | 真鍮 | 202315-B | |
| | | | | 200 (1.10) | 200 - 400 | 3.8 x 26.3 | 1/8" | ステンレス | 202314-SS |
| | | | | | | | 真鍮 | 202314-B | |

※他のサイズ、他のガス精製フィルターも用意しております。

ヘリウムガス供給不足でお困りのお客様へ

～ヘリウム代替キャリアガスを用いたGC-MSアプリケーションのご紹介～

本資料では、代替キャリアガスとして用いられる窒素ガス・水素ガスの特徴と、
代替キャリアガスを用いた各種アプリケーション例を紹介します。

ヘリウムガス供給不足への
対策とご提案

詳細については、
こちらの2次元コードから
ご確認できます

コチラから!! →



代替キャリアガスの特徴

窒 素

- 窒素ガスは安価、安全性といった特徴を持つ代替キャリアガスです。
- MS の感度はヘリウムガスと比較して一般的に 1/10 ~ 1/20 程度低下すると言われています*。
- 窒素ガスは、キャリアガスとして利用した場合の感度低下が水素ガスに比べて大きく、GC/MS での使用は不向きとされています。しかし、その特性を把握し用途に応じて利用すれば十分な感度を得ることも可能です。

水 素

- 水素ガスは可燃性や爆発性といった安全面での問題点があり、使用時に注意が必要です。
 - MS の感度はヘリウムガスと比較して一般的に 1/3 ~ 1/5 程度低下すると言われています*。
 - 最適な分離を行える線速度域が広い代替キャリアガスです。
 - 還元性によるイオン強度比の変化やプロトン付加分子の生成等、マススペクトルの変化については留意する必要があります。
- * 感度低下は、イオン化法、イオン源構造によっても異なりますので、詳細は弊社WEBページ「ヘリウムガス供給不足への対策とご提案」をご確認ください。

水質分析アプリケーション

水質基準に関する省令

●「水質基準に関する省令」で規定される水質基準のうち、GC-MS 法による検査対象項目です。19 項目すべてについて代替キャリアガスによる測定が可能です*。

- 摘発性有機化合物

別表第 14 PT-GC-MS 法による一斉分析法
別表第 15 HS-GC-MS 法による一斉分析法

- ハロゲン類

別表第 17 溶媒抽出—誘導体化—GC-MS 法による一斉分析法

- ホルムアルデヒド

別表第 19 溶媒抽出—誘導体化—GC-MS 法

- カビ臭物質(2-メチルイソポルネオール、ジェオスミン)

別表第 25 PT-GC-MS 法による一斉分析法

別表第 26 HS-GC-MS 法による一斉分析法

- フェノール類

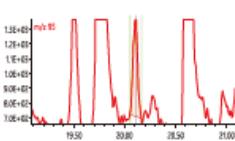
別表第 29 固相抽出—誘導体化—GC-MS 法

窒素キャリアガスによるカビ臭原因物質の分析

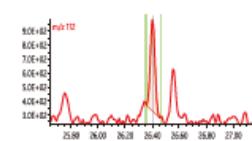
HS-GC-MS 法で 1 ppt のカビ臭原因物質を測定した際のクロマトグラムを以下に示します。

水質検査において必要とされる基準値の 1/10 の濃度である 1 ppt の試料においても十分な感度で測定することが可能です。

2-メチルイソポルネオール (1 ppt)



ジェオスミン (1 ppt)



* 前処理装置によって対象の代替キャリアガスが異なりますので、詳細は弊社WEBページ「ヘリウムガス供給不足への対策とご提案」をご確認ください。

環境基準に関する省令

●「水質汚濁防止法」で規定される環境基準のうち、JIS K0125 で規定される GC-MS 法による測定対象成分は窒素および水素で対応可能です。

●農薬成分であるシマジンとチオベンカルブは水素で測定可能です。

- 摘発性有機化合物(1,4-ジオキサン、塩ビモノマー)

JIS K0125 PT-GC-MS 法による一斉分析法

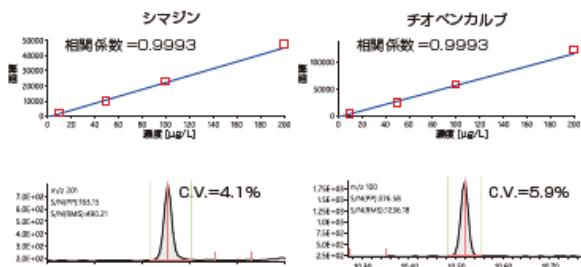
HS-GC-MS 法による一斉分析法

- 農薬類(シマジン、チオベンカルブ)

環境基準告示付表 6 固相抽出-GCMS 法による分析法

水素キャリアガスによるシマジン・チオベンカルブの分析

水素キャリアガスで GC-MS 測定を行ったシマジン・チオベンカルブの 10~200 µg/L の検量線と 10 µg/L での SIM クロマトグラムを示します。検量線の相関係数は 0.999 以上、下限濃度 10 µg/L (n=5) において十分な再現性が得られました。



このカタログに掲載した商品は、外商為替及び外債貿易法の安全輸出基準の規制品に該当する場合がありますので、輸出するとき、または日本国外に持ち出すときは当社までお問い合わせください。

JEOL 日本電子株式会社

本社・昭島製作所

〒196-0004 東京都昭島市武蔵野3-1-2 TEL : (042) 543-1111(大代表) FAX : (042) 546-3353
www.jeol.co.jp ISO 9001 : ISO 14001 認証取得

東京事務所 〒100-0004 東京都千代田区大手町2丁目1番1号 大手町駅ビル
業務統括センター TEL : 03-6262-3564 FAX : 03-6262-3588 デマンド推進本部 TEL : 03-6262-3560 FAX : 03-6262-3577
総務本部 SE総務 TEL : 03-6262-3567 FAX : 03-6262-3577 セミコンダクタ・ソリューションズ本部 TEL : 03-6262-3567
音楽機器営業部 TEL : 03-6262-3571 SE音楽グループ TEL : 042-543-2383 (本社・昭島製作所)

▼ 国内拠点



No.2001C364M(Bn)

GC 2400

ガスクロマトグラフ

GC/MS 2400 SQ

ガスクロマトグラフ質量分析計

HS 2400

ヘッドスペースサンプラー

昨今の世界的なヘリウムガスの価格高騰と供給不足から、GC 2400シリーズはヘリウム(He)代替キャリアガスとして、窒素ガス、水素ガスを選択可能です。

- LED と音でリアルタイムに状況を確認可能
- SimplicityChrom CDS ソフトウェアで制御
- 省スペース
- 高速で効率的なオーブン
- 容易なメンテナンス性
- Simplicity Vision を搭載し、装置の状況や結果表示が可能



GC 2400 ガスクロマトグラフ質量分析計
HS 2400 ヘッドスペースサンプラー



SUSTAINABLE SOLUTIONS

- キャリアガスの使用量を削減するガス管理システム
- ラボとユーザーの安全を確保する水素ガスセンサー

株式会社パーキンエルマージャパン

www.perkinelmer.co.jp




PerkinElmer
For the Better

ピークサイエンティフィック GC/GCMS 用ガス発生装置の特長

1. 主製品

(1) GC 用ガス発生装置 Precision シリーズ (燃焼ガス、メークアップガス等)

- ・積上げ可能なGC用ガス発生装置
(水素、窒素、ゼロエア、コンプレッサー)
- ・電源 100Vとボンベを今までおいていたスペースがあればOK
- ・水素ガス発生装置：純水管理不要、楽なメンテナンス、各種安全機能搭載
- ・ゼロエア：残留メタン 0.05ppm以下で非常に綺麗なベースラインが実現
- ・コンプレッサー：GC専用に開発された唯一のコンプレッサー
(露点-20°C、コンプレッサーON/OFF時の圧力干渉ピークが出ません)
- ・水素・窒素：キャリヤーガスとして使用できるモデル有

(2) キャリヤーガス用水素ガス発生装置 Precision 水素トレース

- ・250ml/min, 500ml/min, 1200ml/min 3機種

(複数台ご利用時は、Host-Slave同期可能)

- ・水素純度：99.99999%
- ・原料水精製用、脱イオンカラム標準搭載
- ・PSAドライヤー搭載（メンテナンスフリー）
- ・水素発生を目視確認可能
- ・H₂リーク検出器（オプション）で昼夜運転の安全確保
- ・電気分解セル3年間保証付き

※GCMS キャリヤーガスへご使用時には、ドライヤーカラムを併用下さい

2. サービス体制

完全保守契約

完全保守契約には作業費用、業者交通費、故障保証、故障部品、定期メンテナンス部品、定期メンテナンス部品の交換（年に1回）が含まれており、契約金額以上の追加費用は不要です

3. お問い合わせ先

ピークサイエンティフィックジャパン(株) TEL: 03-6864-0468

装置担当：鈴木、草野、植田、

保守スポットメンテナンス関連：日高、

修理：阿部



Peak Scientific Japan K.K.

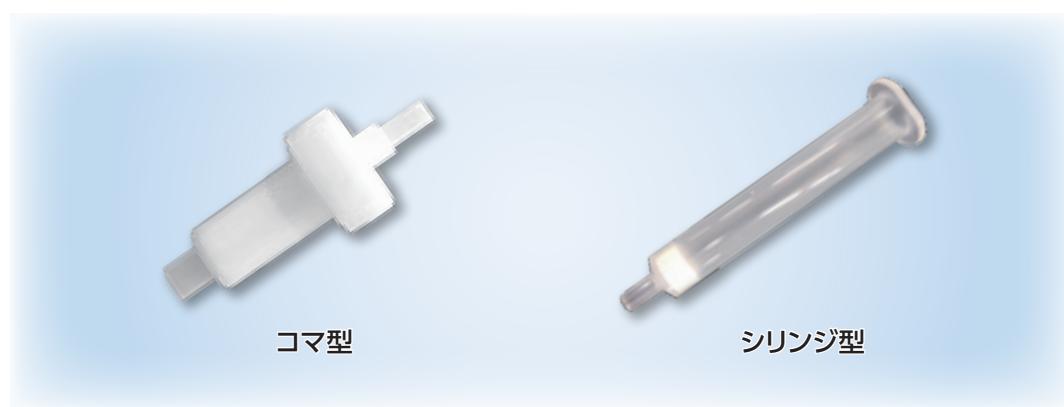
9F Landwork Aoyama bldg, 2-7-26,
Kitaaoyama, Minato-ku Tokyo 107-0061 Japan

T +81 (0) 3 6864 0468

F +81 (0) 3 6862 9111

固相抽出カラム Presep® Agri

- 残留農薬を含む試料の前処理に特化した固相抽出カラム
- コマ型とシリング型の2タイプをラインアップ
- 親水性・逆相系双方の特長を持ち、水中に存在する微量疎水成分、高極性成分、金属配位性成分(アシュラム、オキシン銅)等の幅広い回収が可能



当社HPはこちら



■添加回収試験実施例

(※製品保証を示すデータではありません)

| 農薬名 | 回収率 | 農薬名 | 回収率 | 農薬名 | 回収率 |
|------------|--------|---------------|--------|-----------|--------|
| アシュラム | 99.6% | フィプロニル | 97.3% | MPPスルホキシド | 100.1% |
| アゾキシストロビン | 99.6% | フラザスルフロン | 98.6% | 2,4-PA | 99.1% |
| ベンスルフロンメチル | 100.7% | ハロスルフロンメチル | 99.1% | プロベナゾール | 98.6% |
| ベンスリド | 96.7% | イプロジオノン | 98.9% | シデュロン | 99.7% |
| ベンタゾン | 99.3% | MCPP | 99.9% | チオジカルブ | 99.6% |
| カルボフラン | 103.1% | メソミル | 85.2% | チウラム | 94.3% |
| カルプロパミド | 101.8% | MPP | 104.3% | トリクロピル | 101.2% |
| DCMU | 100.4% | MPPオキソン | 99.5% | トリシクラゾール | 99.1% |
| シマジン | 103.4% | MPPオキソンスルホン | 99.7% | オキシン銅 | 96.2% |
| ダイムロン | 99.6% | MPPオキソンスルホキシド | 101.6% | NAC | 101.0% |
| チオベンカルブ | 101.1% | MPPスルホン | 99.2% | MBC | 97.5% |

農薬標準品の検索は新検索システムをお試しください！



- 約1,400品目の農薬・動物用医薬品 標準品・混合標準液をラインアップ！
- 測定対象から混合標準液がみつかる！
- 関連公定法、推奨カラムを掲載！

検索ページは
こちら



富士フィルム 和光純薬株式会社

本 社 〒540-8605 大阪市中央区道修町三丁目1番2号 TEL : 06-6203-3741 (代表)
東京本店 〒103-0023 東京都中央区日本橋本町二丁目4番1号 TEL : 03-3270-8571 (代表)

試薬 HP <https://labchem-wako.fujifilm.com>

E-mail : ffwk-labchem-tec@fujifilm.com

フリーダイヤル 0120-052-099

営業所：九州・中国・東海・横浜・筑波・東北・北海道